

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2000-007455

(43)Date of publication of application : 11.01.2000

(51)Int.Cl.

C04B 37/00
// B01D 46/00

(21)Application number : 10-179267

(71)Applicant : IBIDEN CO LTD

(22)Date of filing : 25.06.1998

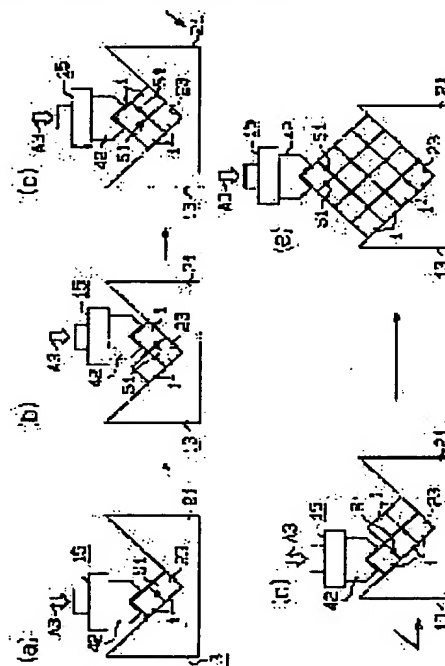
(72)Inventor : OGATA TAKASHI
YAMAMURA NORIHIKO

(54) CERAMIC STRUCTURE JOINING APPARATUS AND METHOD THEREFOR

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a ceramic structure joining apparatus excellent in workability and productivity and capable of securing high joining strength on a joining part.

SOLUTION: This joining apparatus for joining the ceramic structures 1 with a ceramic-made adhesive layer is provided with a supporting fixture 13 and a vibration imparting means 15. The supporting fixture 13 supports plural ceramic structures 1 with a ceramic-made adhesive interposed between the adhesive surfaces S1 to be stuck. The vibration imparting means 15 containing a vibrator gives vibration to the ceramic structures 1 supported by the supporting fixture 13 while applying pressing force.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

05.08.2004

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開 2000-7455

(P2000-7455A)

(43) 公開日 平成12年1月11日(2000.1.11)

(51) Int. Cl. ⁷	識別記号	F I	テーマコード(参考)
C 0 4 B 37/00		C 0 4 B 37/00	A 4D058
// B 0 1 D 46/00	3 0 2	B 0 1 D 46/00 3 0 2	4G026

審査請求 未請求 請求項の数 4

O L

(全 1 2 頁)

(21) 出願番号 特願平10-179267

(22) 出願日 平成10年6月25日(1998.6.25)

(71) 出願人 000000158

イビデン株式会社

岐阜県大垣市神田町2丁目1番地

(72) 発明者 小形 隆

岐阜県揖斐郡揖斐川町北方1の1 イビデン
株式会社大垣北工場内

(72) 発明者 山村 範彦

岐阜県揖斐郡揖斐川町北方1の1 イビデン
株式会社大垣北工場内

(74) 代理人 100068755

弁理士 恩田 博宣

Fターム(参考) 4D058 JA32 JB02 JB22 JB41 SA08

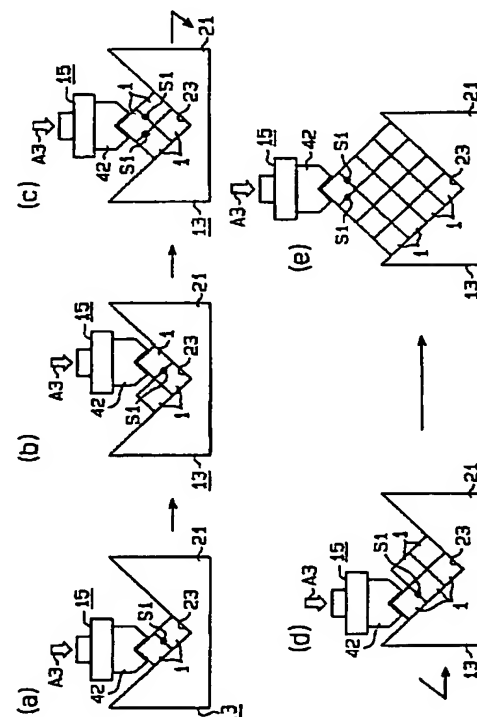
4G026 AA01 AB01 AF01 AF06 AG16

(54) 【発明の名称】 セラミックス構造体の接合装置及び接合方法

(57) 【要約】

【課題】 作業性及び生産性に優れ、接合部分に高い接合強度を確保できるセラミックス構造体の接合装置を提供すること。

【解決手段】 この接合装置 11 は、セラミックス製接着剤 8 によりセラミックス構造体 1 を接合するためのものであって、支持治具 13 と振動付与手段 15 とを備える。支持治具 13 は、被接着面 S1 間にセラミックス製接着剤 8 を介在させた状態で、複数のセラミックス構造体 1 を支持する。パイプリータ 44 を含む振動付与手段 15 は、その支持治具 13 により支持されたセラミックス構造体 1 に押圧力を加えつつ振動を付与する。



【特許請求の範囲】

【請求項 1】セラミックス製接着剤によりセラミックス構造体を接合する装置であって、被接着面間に前記セラミックス製接着剤を介在させた状態で複数のセラミックス構造体を支持する支持治具と、その支持治具により支持された前記セラミックス構造体に押圧力を加えつつ振動を付与する振動付与手段とを備えたことを特徴とするセラミックス構造体の接合装置。

【請求項 2】前記振動付与手段は、1 方向に押圧力を加えることで 2 組以上の被接着面を同時に接合しうるものであることを特徴とする請求項 1 に記載のセラミックス構造体の接合装置。

【請求項 3】前記振動付与手段は、前記被接着面を互いにずらす方向に振動を付与することを特徴とする請求項 1 または 2 に記載のセラミックス構造体の接合装置。

【請求項 4】セラミックス製接着剤によりセラミックス構造体を接合する方法であって、複数のセラミックス構造体の被接着面間に前記セラミックス製接着剤を介在させた後、支持されている前記セラミックス構造体に押圧力を加えつつ振動を付与することを特徴としたセラミックス構造体の接合方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、セラミックス構造体の接合装置及び接合方法に関する。

【0002】

【従来の技術】自動車に搭載されたディーゼルエンジンの排気経路上には、排気ガスを浄化するための手段として、セラミックス焼結体製のハニカムフィルタが設けられる。従来、この種のハニカムフィルタはコーディエライト等のセラミックス材料を用いて作製されることが多かった。しかしながら、近年では耐熱性に極めて優れた炭化珪素等を形成材料としたハニカムフィルタも提案されるに至っている。

【0003】ところで、炭化珪素焼結体は耐熱性に極めて優れた反面、熱衝撃に弱いという欠点を有している。ゆえに、大型製品とした場合には、加熱による温度勾配に起因する応力によってクラックが発生しやすくなる。

【0004】この欠点を解消する対策としては、角柱状をした炭化珪素製ハニカムフィルタ小片をあらかじめ複数個作製しておき、それらの外周面同士を接着剤を用いて互いに接着することで、大型製品を得ればよいと考えられる。また、この場合にはハニカムフィルタ小片と同じく炭化珪素を含むセラミックス製の接着剤を用いればよいとも考えられる。

【0005】

【発明が解決しようとする課題】ところが、セラミックス製接着剤を用いた上記の接合作業を行うための専用の装置は、現時点では未だ具体化されていない。このため、接着剤が塗布されたハニカムフィルタ小片の被接着

面同士を密接させ、この状態で小片を押圧して互いに接着することを、現状では手作業で行う必要があった。ゆえに、煩雑な作業を余儀なくされ、おのずと生産性も低くなるという問題が予想されていた。

【0006】また、上記のセラミックス製接着剤としては、チクソ性の高いものが使用されることも考えられる。この場合、押圧力を加えてハニカムフィルタ小片同士の接着を行おうとすると、小片の被接着面に十分に接着剤が行き渡らず、ムラができやすくなる。従って、両者の接合部分に高い強度が得られないことも予想される。

【0007】本発明は上記の課題を解決するためなされたものであり、その目的は、作業性及び生産性に優れるとともに、接合部分に高い接合強度を確保することができるセラミックス構造体の接合装置及び接合方法を提供することにある。

【0008】

【課題を解決するための手段】上記の課題を解決するために、請求項 1 に記載の発明では、セラミックス製接着剤によりセラミックス構造体を接合する装置であって、被接着面間に前記セラミックス製接着剤を介在させた状態で複数のセラミックス構造体を支持する支持治具と、その支持治具により支持された前記セラミックス構造体に押圧力を加えつつ振動を付与する振動付与手段とを備えたことを特徴とするセラミックス構造体の接合装置をその要旨とする。

【0009】請求項 2 に記載の発明は、請求項 1 において、前記振動付与手段は、1 方向に押圧力を加えることで 2 組以上の被接着面を同時に接合しうるものであるとした。

【0010】請求項 3 に記載の発明は、請求項 1 または 2 において、前記振動付与手段は、前記被接着面を互いにずらす方向に振動を付与するとした。請求項 4 に記載の発明は、セラミックス製接着剤によりセラミックス構造体を接合する方法であって、複数のセラミックス構造体の被接着面間に前記セラミックス製接着剤を介在させた後、支持されている前記セラミックス構造体に押圧力を加えつつ振動を付与することを特徴としたセラミックス構造体の接合方法をその要旨とする。

【0011】以下、本発明の「作用」を説明する。請求項 1 に記載の発明によると、支持されているセラミックス構造体に押圧力を加えつつ振動を付与することで、被接着面間に介在された接着剤が押し潰され、接着剤が被接着面全体に充分に行き渡る。従って、例えばチクソの高い接着剤を用いた場合であっても、接合部分に高い強度を確保することができる。また、このような専用の装置によれば、手作業による煩雑な作業も不要となるため作業性が向上し、かつ生産性も向上する。

【0012】請求項 2 に記載の発明によると、1 方向に押圧力を加えることで 2 組以上の被接着面を同時に接合

しうる振動付与手段を採用した結果、接合に要する時間が短縮され、より生産性を向上することができる。

【0013】請求項3に記載の発明によると、振動付与手段によって被接着面を互いにずらす方向、つまり被接着面の面方向に振動が付与された場合、接着剤はその面方向に沿って速やかに移動することができる。従って、被接着面の面方向に対して垂直方向に振動を付与するような場合に比べ、確実にかつ短時間で接着剤を被接着面全体に充分に行き渡らせることができる。

【0014】請求項4に記載の発明によると、セラミックス構造体に押圧力を加えつつ振動を付与することで、被接着面間に介在された接着剤が押し潰され、接着剤が被接着面全体に充分に行き渡る。従って、例えばチクソの高い接着剤を用いた場合であっても、接合部分に高い強度を確保することができる。

【0015】

【発明の実施の形態】以下、本発明のセラミックス構造体の接合装置及び接合方法を、大型ハニカムフィルタの製造方法に具体化した一実施形態を図1～図4に基づき詳細に説明する。

【0016】図1(a)には、本実施形態の製造方法によって製造される大型ハニカムフィルタF1が示されている。この大型ハニカムフィルタF1は、ディーゼルエンジンの排気経路上においてディーゼルパティキュレート除去する役割を果たすものである。

【0017】この大型ハニカムフィルタF1は、複数のハニカムフィルタ小片1からなる。本実施形態では、四角柱状をした16個のハニカムフィルタ小片1を縦横4列組み合わせる互いに接着することにより、1つの大型ハニカムフィルタF1を構成している。

【0018】各々のハニカムフィルタ小片1の外形状は33mm×33mm×150mmであって、セラミックス焼結体（本実施形態では多孔質炭化珪素焼結体）製である。各ハニカムフィルタ小片1には、断面略正方形かつ複数の貫通孔2がその軸線方向に沿って規則的に形成されている。各貫通孔2は内壁3によって互いに隔てられている。各貫通孔2の開口部は一方の端面1a、1b側において封止体4（本実施形態では多孔質炭化珪素焼結体）により封止されており、端面1a、1b全体としては市松模様状になっている。その結果、ハニカムフィルタ小片1には、ガス流入側端面1aまたはガス流出側端面1bのうちのいずれかにおいて開口する断面正方形のセル5、6が形成されている。なお、本実施形態では、平均気孔径が10μm、気孔率が45%、内壁3の肉厚が0.3mm、セルピッチが1.8mmにそれぞれ設定されている。

【0019】ハニカムフィルタ小片1を排気経路に配置したとき、排気ガスの流れは以下ようになる。図1(b)において矢印A1で示されるように、排気ガスは、ガス流入側端面1aにおいて開口するセル5内に流

入する。次いで、排気ガスは内壁3を通過し、隣接するセル6、即ちガス流出側端面1bにおいて開口するセル6から流出する。このとき、排気ガス中に含まれるパティキュレートの移動が内壁3によって阻止されることで、そこにパティキュレートがトラップされる。その結果、浄化された排気ガスがガス流出側端面1bから排出される。

【0020】ハニカムフィルタ小片1の製造にあたっては、まず、炭化珪素を含むスラリーを出発材料とした従来公知の押出成形法によって、複数の貫通孔2を有するハニカム成形体を形成する必要がある。具体的にいうと、本実施形態では、炭化珪素粉末に有機バインダと水とを所定分量ずつ加えて混練したものを材料として押出成形を行なっている。また、焼成によって封止体4となる封止材（封止用ペースト）は、例えば、炭化珪素粉末に、有機バインダ、潤滑剤、可塑剤及び水を混合したものを混練することによって作製される。

【0021】次に、得られたハニカム成形体を専用の封止材充填装置にセットし、この状態で前記封止用ペーストを用いて端面封止工程を行う。さらに、乾燥、脱脂を行った後に本焼成を行うことにより、ハニカム成形体及び封止材を完全に焼結させる。

【0022】焼成工程を経て得られたハニカムフィルタ小片1の外周面の所定領域には、接着工程に先立ちあらかじめ下地層7が塗布される。このような下地層7の形成材料としては、炭化珪素等を含むセラミックス製のペーストが用いられる。本実施形態では、具体的には炭化珪素粉末30重量%～50重量%、樹脂バインダPV-5（商品名：株式会社マルバン社製）40重量%～60重量%、及び助剤としてのグリセリン5重量%～10重量%からなるものが用いられている。PV-5以外の樹脂バインダとして、例えばCMC（商品名：信濃電機社製）やFC-51（商品名：日研化学株式会社製）等を選択することもできる。また、塗布直前の状態における前記ペーストの粘度は3000cps～6000cps程度に設定される。なお、同ペーストの塗布は、専用の装置を用いて行われることが作業性及び生産性の観点から望ましい。

【0023】下地層形成工程を経たハニカムフィルタ小片1の外周面（即ち被接着面S1）には、次いでセラミックス製の接着剤8が塗布される。ここで用いられる接着剤8はペーストの状態で供給される。また、同接着剤8はハニカムフィルタ小片1と同じく炭化珪素粉末を含んでいる。具体的には、炭化珪素粉末30重量%、シリカゾル23重量%、バルクのセラミックスファイバ23重量%、樹脂バインダ1重量%、及び水23重量%からなるものが用いられている。塗布直前の状態において前記ペースト状の接着剤8の粘度は、20000cps～50000cps程度に設定される。

【0024】次に、本実施形態の大型ハニカムフィルタ

F1 の製造時に用いられる接合装置 11 の概要を図 2 ～ 図 4 に基づいて説明する。図 2 に示されるように、この接合装置 11 は、セラミックス製接着剤 8 によりハニカムフィルタ小片 1 同士を接合するためのものであって、基台 12、支持治具 13、振動付与手段 15、振動付与手段駆動手段、ワーク位置決め手段、支持治具搬送手段、支持治具昇降手段、ワーク搬送手段などを備えている。なお、これらの手段の殆どのものは、基台 12 の収容部 14 の上面側に配置されている。一方、収容部 14 内には図示しない制御手段等が収容されている。

【0025】図 2、図 4 等 に示されるように、本実施形態の支持治具 13 は、同じ形状をした一組の板材 21 を対向させ、それらを複数本の棒材 22 で連結してなる。一組の板材 21 は平行な関係にある。両板材 21 の離間距離は、ハニカムフィルタ小片 1 の長さよりも若干短めに形成されている。従って、この支持治具 13 にハニカムフィルタ小片 1 を載置したときには、支持治具 13 の両側からハニカムフィルタ小片 1 の両端部が突出する。

【0026】これらの支持治具 13 の上部には、略 V 字の切れ込み部 23 が形成されている。ここでは切れ込み部 23 の角度は 90° となっている。かかる切れ込み部 23 には、複数個（ここでは数十個）のハニカムフィルタ小片 1 が横向きで載置可能である。なお、支持治具 13 の構成要素である板材 21 及び棒材 22 は、アルミニウムや鉄等の金属からなるものであって、振動や押圧力に耐えうる好適な強度を有している。

【0027】支持治具 13 は収容部 14 の上面側中央部に配置されている。そして、この支持治具 13 は、被接着面 S1 間にセラミックス製接着剤 8 を介在させた状態で複数のハニカムフィルタ小片 1 を支持する役割を果たしている。

【0028】図 2 に示されるように、この接合装置 11 における支持治具搬送手段は、図示しないコンベア駆動モータ、一對のプーリ 24 及び無端状のコンベアベルト 25 によって構成されている。本実施形態の支持治具搬送手段は、支持治具 13 を水平方向に搬送する役割を果たすものである。

【0029】コンベアベルト 25 は一對のプーリ 24 に巻回されていて、収容部 14 上面から若干離間した位置に水平に配置されている。支持治具 13 はこのコンベアベルト 25 上に載置されるようになっている。プーリ 24 の一方は、コンベア駆動モータの出力軸に連結されている。従って、このモータを駆動すると、同プーリ 24 が回転する結果、コンベアベルト 25 が周回運動を開始する。その結果、接合作業に備えて空の支持治具 13 が、作業位置の下方にある所定位置まで搬送されてくる。なお、作業を終えて完成した大型ハニカムフィルタ F1 を載せた支持治具 13 は、図示しない別の搬送手段により図 2 の紙面垂直方向に送られて搬出される。

【0030】図 2 に示されるように、この接合装置 11

における支持治具昇降手段は、昇降用モータ 26、一對のプーリ 27、ベルト 28、第 3 送りねじ機構 29、治具載置台 30 によって構成されている。なお、昇降用モータ 26、一對のプーリ 27、ベルト 28、第 3 送りねじ機構 29 の一部は、収容部 14 内に収容されている。

【0031】昇降用モータ 26 の出力軸にはプーリ 27 が固定されている。第 3 送りねじ機構 29 の一部をなすねじ部材 31 にも、プーリ 27 が固定されている。これらのプーリ 27 には、ベルト 28 が巻回されている。従って、昇降用モータ 26 を駆動すると、プーリ 27 及びベルト 28 を介して回転駆動力が伝達され、垂直方向に沿って延びるねじ部材 31 が回転する。

【0032】第 3 送りねじ機構 29 の一部をなすねじ部材 31 は、送りナット 32 に対して螺入されている。送りナット 32 は、複数の支柱 33 を介して治具載置台 30 に連結されている。この治具載置台 30 の上面には、作業位置の下方にある所定位置まで搬送されてきた空の支持治具 13 が載置される。従って、昇降用モータ 26 の駆動によりねじ部材 31 を回転させると、送りナット 32 及び治具載置台 30 が一体的に上下動する。つまり、この支持治具昇降手段は、治具載置台 30 上に載置された支持治具 13 を作業位置まで持ち上げる役割を果たしている。本実施形態において支持治具昇降手段を構成している部材には、振動や押圧力に耐えうる程度の好適な強度が確保されている。

【0033】図 2 に示されるように、この接合装置 11 におけるワーク搬送手段は、図示しない第 1 水平駆動モータ、第 1 送りねじ機構 36、第 1 リニアガイド 37、把持装置用ブラケット 38 及びチャック装置 39 によって構成されている。なお、本実施形態のワーク搬送手段は、作業位置まで持ち上げられた支持治具 13 にハニカムフィルタ小片 1 を搬送する役割を果たすものである。

【0034】第 1 送りねじ機構 36 は、図 2 の紙面垂直方向に沿って配設されたねじ部材と、そのねじ部材が螺入される送りナットとからなる。前記ねじ部材は収容部 14 の上面に立設されたバックブラケット 40 の側面に対して軸支されている。また、第 1 リニアガイド 37 の一部も、このバックブラケット 40 の側面に対してねじ部材と平行に固定されている。

【0035】第 1 水平駆動モータはねじ部材の一端に対して連結され、把持装置用ブラケット 38 は送りナットに連結されている。従って、第 1 送りねじ機構 36 を駆動すると、ねじ部材が回転する結果、送りナット及び把持装置用ブラケット 38 が第 1 リニアガイド 37 にガイドされながら水平方向に沿って往復動を行う。

【0036】把持装置用ブラケット 38 の一部は、図 2 の左側方向に向かって水平に張り出すように形成されている。この水平張出部の上面には、チャック装置 39 を構成するロッドレスのエアシリンダが一對離間して設けられている。両エアシリンダのスライドテーブルの移動

方向は、互いに逆向きになっている。両エアシリンダにエアを供給すると、両スライドテーブル同士が近づき、エアの供給を止めると両スライドテーブル同士が遠ざかる。

【0037】各スライドテーブルの上面には、ハニカムフィルタ小片1の端面を押圧する把持体41が一体移動可能に固定されている。一对の把持体41間には、ハニカムフィルタ小片1の全長に匹敵する離間幅が設けられている。一对の把持体41を備えるチャック装置39は、エアシリンダへのエア給排により開閉する。よって、両把持体41間にハニカムフィルタ小片1を配置しておけば、ハニカムフィルタ小片1の把持・釈放を行うことができる。

【0038】図2、図3に示されるように、この接合装置11は、支持治具13により支持されたハニカムフィルタ小片1に押圧力を加えつつ振動を付与する振動付与手段15を備えている。

【0039】本実施形態の振動付与手段15は、押圧治具42、防振構造としての防振ゴム43、振動器としてのパイプレータ44、固定ロッド45及び上部取付板46によって構成されている。

【0040】ここで用いられる防振ゴム43は、一对の板状部同士を球状部で連結したような構造となっている。一方の板状部は振動付与手段駆動手段側の構成部材（具体的にはブラケット55）に固定され、他方の板状部は上部取付板46の上面に固定されている。従って、この防振ゴム43により、振動付与手段15が振動付与手段駆動手段に釣り下げられた状態で支持されている。

【0041】上部取付板46の下面側には、複数本の固定ロッド45によって押圧治具42が水平に固定されている。この押圧治具42は、下側面の離間した二箇所に接触片47を備えている。それらの接触片47の下部は、90°の角度で略V字状に切り込まれている。

【0042】押圧治具42の上面には、その押圧治具42を振動させるための振動器としてのパイプレータ44がボルトにより固定されている。ここで用いられているパイプレータ44は、エア圧を利用したパイプレータ44である。球体が収容されているパイプレータ本体内には、図示しないエア供給源から給気ポートを介して加圧エアが供給される。すると、エアの圧力により球体がパイプレータ本体内部を動き回り、結果として好適な振動が生み出される。本実施形態では、エア圧利用のパイプレータ44として比較的小型のもの、例えばエクセン株式会社製、UH-13（型番）を用いている。この場合、エア圧は2.0kgf/cm²～4.0kgf/cm²程度（好ましくは2.5kgf/cm²前後）に設定される。なお、本実施形態においては、パイプレータ44は被接着面S1を面方向に沿って互いにずらす方向（図2において矢印A2参照）に振動を付与するように配置されている。別の言い方をすると、ハニカムフィルタ小片1の長手方

向に沿って振動が付与される。

【0043】図2、図3に示されるように、この接合装置11の振動付与手段駆動手段は、図示しない第2水平駆動モータ、第2送りねじ機構58、第2リニアガイド59、昇降用アクチュエータであるロッドレスのエアシリンダ48、押圧用アクチュエータであるロッド付きのエアシリンダ49によって構成されている。この振動付与手段駆動手段は、振動付与手段15を支持治具13における所定位置まで移動させる役割を果たしている。

【0044】第2送りねじ機構58は、図2の紙面垂直方向に沿って配設されたねじ部材と、そのねじ部材が螺入される送りナットとからなる。前記ねじ部材は収容部14の上面に立設されたバックブラケット40の側面に対して軸支されている。また、第2リニアガイド59の一部も、このバックブラケット40の側面に対してねじ部材と平行に固定されている。

【0045】第2水平駆動モータはねじ部材の一端に対して連結されている。ロッドレスのエアシリンダ48の固定側であるシリンダチューブ50は、送りナットに連結されている。従って、第2送りねじ機構58を駆動すると、ねじ部材が回転する結果、送りナット及びシリンダチューブ50が第2リニアガイド59にガイドされながら水平方向に沿って往復動を行う。

【0046】図3に示されるように、前記シリンダチューブ50は垂直方向に沿って延びるように設けられている。このため、ロッドレスのエアシリンダ48にエアを給排することにより、その移動側であるスライドテーブル51は所定範囲内で上下方向に往復動を行う。同スライドテーブル51の側面には、ロッド付きのエアシリンダ49の固定側であるシリンダチューブ52が固定されている。このシリンダチューブ52からはピストンロッド53が出没可能に突出されている。ピストンロッド53の先端に設けられた連結プレート54には、振動付与手段用ブラケット55が一体移動可能に取り付けられている。そして、このブラケット55の有する水平延出部の下面には、上記の振動付与手段15が支持されている。

【0047】本実施形態の場合、昇降用アクチュエータであるロッドレスのエアシリンダ48と、押圧用アクチュエータであるロッド付きのエアシリンダ49とが別個に設けられている。そして、その機能の差異に基づき、前者のエアシリンダ48のほうが後者のエアシリンダ49よりもロングストロークになっている。そして、前者のエアシリンダ48は、主として振動付与手段15全体を大きく昇降させる役割を担うようになっている。一方、後者のエアシリンダ49は、下降状態にある振動付与手段15の押圧治具42をハニカムフィルタ小片1に押し付ける力を与える役割を担うようになっている。これらの2種のエアシリンダ48、49に対しては、図示しないエア供給源から図示しない配管を介して加圧エア

が供給される。

【0048】なお、図3(a)において二点鎖線で示すように、ブラケット55の側方に取り付け用部分を延設し、そこにエアシリンダ56を介してアーム57を上下動可能に設けてもよい。このようなアーム57を設けておくと、振動付与後にハニカムフィルタ小片1から押圧治具42を容易に離脱させることができる。

【0049】図2に示されるように、この接合装置11におけるワーク位置決め手段は、押圧体駆動手段としてのロッド付きのエアシリンダ61、ワーク端面押圧体としての押圧プレート62、複数本のガイドシリンダ63、連結プレート64及び支持手段用ブラケット65によって構成されている。このようなワーク位置決め手段は、本実施形態では支持治具13を挟んで左右に一对設けられている。

【0050】一对のブラケット65は、収容部14の上面において互いに離間して立設されている。これらのブラケット65の先端部には連結プレート64が取り付けられている。これらの連結プレート64の中心部には、エアシリンダ61がそれぞれ対向するようにして固定されている。各連結プレート64においてエアシリンダ61の両脇には、ガイドシリンダ63が同エアシリンダ61と並列に配置されている。エアシリンダ61から突出するピストンロッドの先端及びガイドシリンダ63から突出するロッドの先端には、押圧プレート62が固定されている。一对の押圧プレート62は、互いの押圧面を対向させた状態で配置されている。

【0051】ハニカムフィルタ小片1の端面に対して当接する押圧プレート62の押圧面には、ゴム等の比較的軟質の材料が採用されていることがよい。押圧プレート62はここでは矩形形状かつ平坦であって、その面積は得ようとする大型ハニカムフィルタF1の断面積よりもひとまわり大きくくなっている。

【0052】両エアシリンダ61に図示しないエア供給源から加圧エアを供給すると、両シリンダ61がともに伸長する結果、ピストンロッドの先端に固定されている押圧プレート62同士が近接する。従って、それらの間に存在する複数のハニカムフィルタ小片1が両方の端面方向から押圧され、振動付与による接合作業の間を通じてその位置決めが図られる。また、エア供給源からの加圧エアを供給を停止すると、両シリンダ61がともに収縮する結果、押圧プレート62同士が遠ざかる。その結果、押圧プレート62間に把持されていた複数のハニカムフィルタ小片1が釈放される。

【0053】次に、以上のように構成された接合装置11による一連の動作について説明する。支持治具搬送手段を構成するコンベアベルト25が駆動されると、ハニカムフィルタ小片1が未だ載置されていない空の支持治具13が、図2の右側方向から搬送されてくる。同支持治具13が作業位置の下方にある所定位置に到達する

と、コンベアベルト25はいったん停止する。すると、支持治具昇降手段を構成するモータ26の駆動により治具載置台30が上動して、支持治具13を作業位置の高さにまで持ち上げる。その結果、支持治具13是一对の押圧プレート62間に位置した状態となる。このとき、両エアシリンダ61はともに収縮状態であって、両押圧プレート62は待避位置にある。勿論、振動付与手段15も未だ上方に待避している。

【0054】次いで、ワーク搬送手段を構成する第1水平駆動モータの駆動により、チャック装置39が図2の紙面奥側方向に移動し、そこで下地層7が形成されているハニカムフィルタ小片1を1つのみ把持する。なお、ハニカムフィルタ小片1は、図示しないフィルタ搬送用コンベア上に載置されている。その後、第1水平駆動モータの駆動によりチャック装置39が図2の紙面手前側方向に移動するとともに、そのハニカムフィルタ小片1を支持治具13の切れ込み部23の最下部にて釈放する。さらに、チャック装置39は再び図2の紙面奥側方向に移動し、今度は下地層7上に接着剤8が塗布されているハニカムフィルタ小片1を1つのみ把持する。その後、チャック装置39は図2の紙面手前側方向に移動するとともに、そのハニカムフィルタ小片1を支持治具13の切れ込み部23にて釈放する(図4(a)参照)。このとき、後で搬送されてきたハニカムフィルタ小片1の被接着面S1(つまり接着剤塗布面)は、既に載置されているハニカムフィルタ小片1の被接着面S1(2面あるうちの一方側面)に対して密接するようにして配置される。なお、両ハニカムフィルタ小片1は、いずれも水平方向を基準として軸線方向に45°回転させた状態で支持される。即ち、両者の被接着面S1も水平方向を基準としてともに45°傾いている。

【0055】次に、両エアシリンダ61を駆動させることにより、一对の押圧プレート62を待避位置から使用位置まで移動させ、2個のハニカムフィルタ小片1をあらかじめ位置決めしておく。

【0056】引き続き、振動付与手段駆動手段を構成する第2水平駆動モータが駆動され、振動付与手段15が図2の紙面垂直方向(図4では左右方向)に沿って移動する。その結果、振動付与手段15は、接合されるべきハニカムフィルタ小片1のちょうど直上の位置に到達する。なお、第2水平駆動モータの駆動は、押圧プレート62の駆動前になされても構わない。

【0057】さらに、昇降用アクチュエータであるエアシリンダ48の駆動により、振動付与手段15全体を下動させて、ハニカムフィルタ小片1に押圧治具42を接触させる。それとともに押圧用アクチュエータであるエアシリンダ49を駆動させて、一定の押圧力(2kgf/cm²~5kgf/cm²程度)を付与する。本実施形態では、このときの押圧力が3.4kgf/cm²に設定されている。押圧力の方向は、図3、図4において矢印A3で示される

ごとく、鉛直方向である。押圧力を加える時間は 4 秒～6 秒程度に設定されている。

【0058】次いで、パイプレータ 44 に加圧エアを供給し、所定時間のあいだ被接着面 S1 を互いにずらす方向 A2 に振動を付与する。すると、被接着面 S1 間に介在された接着剤 8 が押圧力により押し潰されるとともに、付与されている振動によって接着剤 8 が被接着面 S1 全体に充分に行き渡る。その結果、両ハニカムフィルタ小片 1 同士が高い強度で接合される。

【0059】この後、パイプレータ 44 を停止させて振動付与を終了するとともに、一対の押圧プレート 62 を使用位置から待避位置まで移動させ、いったんハニカムフィルタ小片 1 を釈放する。さらに、エアシリンダ 48 の駆動により振動付与手段 15 全体を上動させて、ハニカムフィルタ小片 1 から押圧治具 42 を離間させる。なお、押圧プレート 62 の待避前に振動付与手段 15 全体を上動させても構わない。

【0060】第 1 本めの接合作業が完了した後、引き続いて第 1 水平駆動モータの駆動によりチャック装置 39 が移動し、下地層 7 上に接着剤 8 を塗布したハニカムフィルタ小片 1 を 1 つ把持する。この後、同チャック装置 39 は反対方向に移動して、そのハニカムフィルタ小片 1 を支持治具 13 の切れ込み部 23 にて釈放する（図 4 (b) 参照）。搬送されてきたハニカムフィルタ小片 1 の被接着面 S1 は、最初に載置されたハニカムフィルタ小片 1 の被接着面 S1（2 面あるうちの他方側面）に対して密接するようにして配置される。

【0061】次に、両エアシリンダ 61 を駆動させることにより、一対の押圧プレート 62 を待避位置から使用位置まで移動させ、3 個のハニカムフィルタ小片 1 をあらかじめ位置決めしておく。そして、第 2 水平駆動モータの駆動により振動付与手段 15 を図 4 の右方向へ僅かに移動させ、振動付与手段 15 を接合されるべきハニカムフィルタ小片 1 のちょうど直上の位置に到達させる。

【0062】そして、上述した一連の動作（振動付与手段 15 全体の下動、押圧状態での振動付与、押圧プレート 62 の待避による小片釈放、振動付与手段 15 全体の上動）を行い、第 2 本めの接合作業を終了させる。

【0063】上記の要領により、第 4 本めの接合作業（図 4 (c) 参照）、第 5 本めの接合作業（図 4 (d) 参照）・・・第 16 本めの接合作業（図 4 (e) 参照）を順次行うことによって、最終的に大型ハニカムフィルタ F1 を完成させる。

【0064】この後、支持治具昇降手段を構成するモータ 26 の駆動により治具載置台 30 が下動し、作業位置にあった支持治具 13 を元の高さに復帰させる。次いで、完成した大型ハニカムフィルタ F1 を載せた支持治具 13 は、図示しない別の搬送手段により搬出される。すると、停止していたコンベアベルト 25 が再び駆動され、空の支持治具 13 が搬送されてくるようになってい

る。

【0065】16 個のハニカムフィルタ小片 1 を 4 列×4 列に組み付けてなる図 1 (a) の大型ハニカムフィルタ F1 は、上記のようにして連続的に製造される。従って、本実施形態によれば以下のような効果を得ることができる。

【0066】(1) 本実施形態では、上述したごとく支持治具 13 及び振動付与手段 15 を備えた専用の接合装置 11 を用いて、ハニカムフィルタ小片 1 同士の接合を行っている。また、この接合装置 11 によれば、支持治具 13 に支持されているハニカムフィルタ小片 1 に、好適な押圧力を加えつつ好適な振動を付与することができる。ゆえに、被接着面 S1 間に介在されたセラミックス製接着剤 8 が押し潰され、その接着剤 8 を被接着面 S1 全体に充分にムラなく行き渡らせることができる。従って、チクソの高いセラミックス製接着剤 8 であるにもかかわらず、接合部分に高い強度を確保することができる。

【0067】(2) また、このような専用の接合装置 11 によれば、手作業による煩雑な作業も不要となるため作業性が向上し、かつ生産性も向上する。

(3) 本実施形態の接合装置 11 では、矢印 A3 の方向、即ち 1 方向に押圧力を加えることで 2 組の被接着面 S1 を同時に接合しうる振動付与手段 15 が採用されている（図 4 (c), (e) 参照）。そして、このことが接合に要する時間の短縮につながり、生産性のいっそうの向上につながっている。ちなみに、手作業により図 1

(a) の大型ハニカムフィルタ F1 を得るのに要する時間は、おおよそ数十分であった。それに対し、本実施形態の接合装置 11 によれば、接合作業の所要時間は 1 分程度という極めて短い時間となった。

【0068】(4) 本実施形態の接合装置 11 では、被接着面 S1 を面方向に沿って互いにずらす方向に振動を付与する振動付与手段 15 が使用されている。このため、所定方向に押圧力を加えているにもかかわらず、セラミックス製接着剤 8 は被接着面 S1 の面方向に沿って速やかに移動することができる。これは、押圧力の方向と振動の方向とが直交関係にあることによるものと推測される。

【0069】従って、仮に被接着面 S1 の面方向に対して垂直方向に振動を付与するような場合に比べ、確実にかつ短時間で接着剤 8 を被接着面 S1 全体に充分に行き渡らせることができる。ゆえに、このことも生産性の向上に貢献する。

【0070】(5) この接合装置 11 の振動付与手段 15 では、エア圧を利用したパイプレータ 44 を振動器として用いている。従って、接合作業時に必要な振動を、加圧エアの供給によって簡単に得ることができる。

【0071】(6) この接合装置 11 の振動付与手段 15 は、防振構造である防振ゴム 43 を介して振動付与手

段駆動手段側のブラケット 55 に間接的に支持されている。従って、仮に振動付与手段 15 を直接的に支持させた場合に比べ、パイププレート 44 の発生する振動の影響が振動付与手段駆動手段側にまで波及しにくくなる。ゆえに、振動付与手段駆動手段を構成しているエアシリンダ 48, 49 などがガタつきにくくなり、接合装置 11 の信頼性や耐久性を向上させることができる。

【0072】(7) この接合装置 11 における振動付与手段駆動手段は、昇降用及び押圧用のアクチュエータとして、2 種のエアシリンダ 48, 49 を別個に有したものととなっている。従って、両エアシリンダ 48, 49 を兼用とした場合とは異なり、ハニカムフィルタ小片 1 に対して設定値に近い押圧力を確実に加えることができる。

【0073】(8) 本実施形態で使用される支持治具 13 の上部には、複数のハニカムフィルタ小片 1 が支持される略 V 字の切れ込み部 23 が形成されている。従って、ハニカムフィルタ小片 1 を軸線方向に 45° 回転させた状態で、かつ水平方向に比較的位置ずれしにくい状態で支持することができる。この状態で振動付与手段 15 を駆動すれば、押圧力を 1 方向のみから加えるだけで、2 組の被接着面 S1 につき同時に押圧力を作用させることができる(図 4(c), (e) 参照)。これは、鉛直方向に沿った押圧力のベクトルが、それと 45° の角度をなす 2 方向に分散されるためである。それゆえ、押圧力を得るためのアクチュエータを比較的単純なものとし、ひいては接合装置 11 の構造簡略化を図ることができる。

【0074】(9) 本実施形態の接合装置 11 では、支持治具 13 側を振動させる構成を採用しているわけではないので、支持治具昇降手段等の構造が比較的簡単なものでよくなる。従って、全体の大型化や複雑化を未然に避けることができる。

【0075】(10) 本実施形態では、ハニカムフィルタ小片 1 の外周面にあらかじめ下地層 7 を形成した後、その下地層 7 の形成領域内に接着剤 8 を塗布し、この状態で接合作業を行うこととしている。このような下地層 7 を形成しておく、塗布された接着剤 8 を比較的短時間で充分にかつムラなく行き渡らせることができる。これは、微細な孔のあるハニカムフィルタ小片 1 の外周面への接着剤 8 の染込みが、下地層 7 の介在により阻止されることによるものと推測されている。ゆえに、接合部位に高い強度が確保され、高品質な大型ハニカムフィルタ F1 を確実に製造することができる。

【0076】なお、本発明の実施形態は以下のように変更してもよい。

・ 図 5(a) ~ 図 5(c) に示す別例の押圧プレート 62A のように、押圧面にスペーサ用構造としてのリブ R1 を設けてもよい。このリブ R1 はマス目状に形成されていて、1 つ 1 つのマス部分はハニカムフィルタ小片

1 の断面形状に対応している。リブ R1 の肉厚は 1.0 mm 程度であり、その形成材料としてはゴム等の軟質材料が選択されることがよい。このような構造物が存在すると、ハニカムフィルタ小片 1 が正しい相対位置関係で接合され、界面からの接着剤 8 のはみ出し等も少なくなるという利点がある。ゆえに、より高品質で見栄えのよい製品を得ることができる。

【0077】・ 前記実施形態では、図 1(a) のごとく四角柱状のハニカムフィルタ 16 個を組み合わせて、4 列×4 列からなる大型ハニカムフィルタ F1 を製造する方法を例に挙げて示した。勿論、このような組み合わせに限定されることはなく、図 6 の表に示される他の組み合わせを採用してもよい。同表の右列に並ぶものに描かれている円は、接合作業後に外形カットされるべき線を意味している。また、同表の左列に並ぶものは、いずれもコーナー部分に配置されるハニカムフィルタ小片 1 が三角柱状になっている。即ち、これらのもののように、断面形状の異なる複数種のハニカムフィルタ小片 1 を用いて 1 つの大型ハニカムフィルタ F1 を製造することも許容される。そして、切れ込み部 23 や押圧治具 42 の形状を若干変更しておけば、いずれのものも本発明の接合装置 11 による接合方法の対象となりうる。

【0078】・ 振動器は実施形態のようなエア圧駆動式のパイププレート 44 に限定されず、例えば電磁石式や偏心モータ式などのパイププレート等であってもよい。

・ セラミックス構造体は実施形態において用いたハニカムフィルタ小片 1 のような焼成体に限定されず、例えば焼成前のもの(仮焼体や脱脂体等)であってもよい。また、セラミックス構造体はフィルタに限定されることはなく、それ以外のものでもよい。さらに、セラミックス構造体は多孔質体に限定されず、緻密体でも構わない。

【0079】・ エアシリンダ 48, 49 を別個独立とした前記実施形態に代え、これらの機能を兼用させたエアシリンダを用いてもよい。勿論、エアシリンダ以外のアクチュエータを用いて、両エアシリンダ 48, 49 の機能を兼用させてもよい。

【0080】・ 支持治具搬送手段や支持治具昇降手段として前記実施形態と異なるものを用いてもよく、さらにこれらの手段は不要であれば省略されてもよい。例えば、支持治具 13 を収容部 14 の上面に備え付けにした構成等を採用してもよい。

【0081】・ ペースト状の接着剤 8 (つまり流動性の接着剤) を塗布するという前記実施形態の接合方法に限定されることはなく、例えばシート状のもの(つまり非流動性の接着剤)を用いた接合方法として具体化されてもよい。

【0082】・ ゴム以外の材料を防振構造に使用してもよい。また、必要性が小さければ、振動付与手段 15 を防振構造を介さずに支持させてもよい。

・ 1個ずつハニカムフィルタ小片1を増やしながらか合を行う前記実施形態の方法に限定されることはない。例えば、複数個づつ増やしながらか合を行ったり、あらかじめ全てのハニカムフィルタ小片1を組み合わせたうえで一括して接合を行うことも可能である。ただし、作業性の点からすると後二者が優れるものの、接合位置精度の点からすると実施形態のほうが有利である。

【0083】・ 例えば、振動付与手段15により接合初期段階において強い振動を付与し、接着後期段階においてそれよりも弱い振動を付与するようにして、接合作業を行うことが好ましい。このようにすると、常に強い振動を与え続けた場合に比べて、より確実に位置ずれが回避される。よって、ハニカムフィルタ小片1同士を短時間でかつ正確に接合することができる。

【0084】次に、特許請求の範囲に記載された技術的思想のほか、前述した実施形態によって把握される技術的思想をその効果とともに以下に列挙する。

(1) セラミックス製接着剤によりセラミックス構造体を接合する装置であって、被接着面間に前記セラミックス製接着剤を介在させた状態で複数のセラミックス構造体を支持する支持治具と、その支持治具により支持された前記セラミックス構造体に押圧力を加えつつ、前記被接着面を互いにずらす方向に振動を付与する振動付与手段と、その振動付与手段を前記支持治具における所定位置まで移動させる振動付与手段駆動手段と、前記支持手段に支持された前記複数のセラミックス構造体を端面方向から押圧することでその位置決めを図るワーク位置決め手段と、前記支持治具を所定位置まで水平方向に搬送する支持治具搬送手段と、前記所定位置まで搬送されてきた前記支持治具を作業位置まで持ち上げる支持治具昇降手段と、前記持ち上げられた支持治具に前記セラミックス構造体を搬送するワーク搬送手段とを備えたことを特徴とするセラミックス構造体の接合装置。

【0085】(2) 技術的思想1において、前記ワーク位置決め手段は、ワーク端面押圧体と、そのワーク端面押圧体を駆動するための押圧体駆動手段とを含んで構成されていること。従って、この技術的思想2に記載の発明によると、ワーク端面押圧体により駆動されるワーク端面押圧体によって、ワークであるセラミックス構造体はその端面方向から押圧される。このため、支持手段に支持された複数のセラミックス構造体が接合作業時を通じて位置決めされる。

【0086】(3) 技術的思想2において、前記ワーク位置決め手段は前記支持治具を挟んで一対設けられ、前記ワーク端面押圧体は互いの押圧面を対向させた状態で配置されていること。従って、この技術的思想3に記載の発明によると、対向する押圧面間において複数のセラミックス構造体が確実に位置決めされる。

【0087】(4) 技術的思想2、3において、前記ワーク端面押圧体の押圧面にはスペーサ用凹凸構造が形

成されていること。従って、この技術的思想4に記載の発明によると、スペーサ用凹凸構造の存在によりセラミックス構造体が正しい位置関係で接合され、界面からの接着剤のはみ出し等も少なくなる。

【0088】(5) 請求項1乃至3、技術的思想1乃至4のいずれか1つにおいて、前記振動付与手段は、前記セラミックス構造体に対して接触する押圧治具と、その押圧治具を振動させる振動器とを有すること。

【0089】(6) 技術的思想5において、前記振動付与手段は、さらに前記振動器を支持する防振構造を有するとともに、その防振構造を介して前記振動付与手段駆動手段側に支持されていること。従って、この技術的思想6に記載の発明によると、振動器の発生する振動の影響が振動付与手段駆動手段側にまで波及しにくくなる。

【0090】(7) 技術的思想1乃至6のいずれか1つにおいて、前記振動付与手段駆動手段は、昇降用及び押圧用のアクチュエータを別個に有すること。従って、この技術的思想7に記載の発明によると、同アクチュエータを兼用した場合に比べ、設定値に近い押圧力を確実に加えることができる。

【0091】(8) 技術的思想5乃至7のいずれか1つにおいて、前記振動器はエア圧を利用したバイブレータであること。従って、この技術的思想8に記載の発明によると、接合時に必要な振動を加圧エアの供給によって得ることができる。

【0092】(9) 請求項1乃至3、技術的思想1乃至8のいずれか1つにおいて、前記支持治具の上部には、前記複数のセラミックス構造体が支持される略V字の切れ込み部が形成されていること。従って、この技術的思想9に記載の発明によると、接合時において振動付与手段の押圧力を1方向のみから加えれば足り、装置の構造簡略化にもつながる。

【0093】(10) 請求項1乃至4、技術的思想1乃至9のいずれか1つにおいて、(前記振動付与手段により)接着初期段階において強い振動を付与し、接着後期段階においてそれよりも弱い振動を付与すること。従って、この技術的思想10に記載の発明によると、位置ずれを確実に回避しつつ短時間でセラミックス構造体を接合することができる。

【0094】(11) 請求項1乃至4、技術的思想1乃至10のいずれか1つにおいて、前記セラミックス製接着剤は、高いチクソ性を有するものであること。

(12) 請求項1乃至4、技術的思想1乃至11のいずれか1つにおいて、前記セラミックス製接着剤は、ペーストの状態で前記被接着面にあらかじめ塗布されること。

【0095】(13) 請求項1乃至3、技術的思想1乃至12のいずれか1つにおいて、前記セラミックス構造体は、多孔質セラミックス製(例えば多孔質炭化珪素

製)のハニカムフィルタ小片であること。

【0096】(14) ハニカムフィルタ小片の外周面にあらかじめ下地層を形成した後、その下地層の形成領域内に接着剤を塗布し、この状態で請求項1乃至3、技術的思想1乃至13に記載された接合装置を利用して、複数のハニカムフィルタ小片を接合して組み付けることを特徴とする大型ハニカムフィルタ(及びその製造方法)。従って、この技術的思想14に記載の発明によると、下地層を形成することにより接着剤を比較的短時間で充分にかつムラなく行き渡らせることができ、もってハニカムフィルタ小片同士を接合したときその接合部分に高い強度を得ることができる。それゆえ、大型かつ高品質のハニカムフィルタを確実に製造することができる。

【0097】

【発明の効果】以上詳述したように、請求項1〜3に記載の発明によれば、作業性及び生産性に優れるとともに、接合部分に高い接合強度を確保することができるセラミックス構造体の接合装置を提供することができる。

【0098】請求項2に記載の発明によれば、より生産性が向上する。請求項3に記載の発明によれば、確実にかつ短時間で接着剤を被接着面全体に充分に行き渡らせることができるため、よりいっそう生産性が向上する。

【0099】請求項4に記載の発明によれば、作業性及び生産性に優れるとともに、接合部分に高い接合強度を

確保することができるセラミックス構造体の接合方法を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】(a)は本発明を具体化した一実施形態において大型ハニカムフィルタを示す斜視図、(b)は(a)の大型ハニカムフィルタを構成するハニカムフィルタ小片のA-A線における断面図、(c)は(b)のB-B線における断面図。

【図2】実施形態の接合装置の一部破断概略側面図。

【図3】(a)は前記接合装置の要部である振動付与手段の正面図、(b)はその側面図。

【図4】(a)〜(e)はハニカムフィルタ小片の接合手順を説明するための概略図。

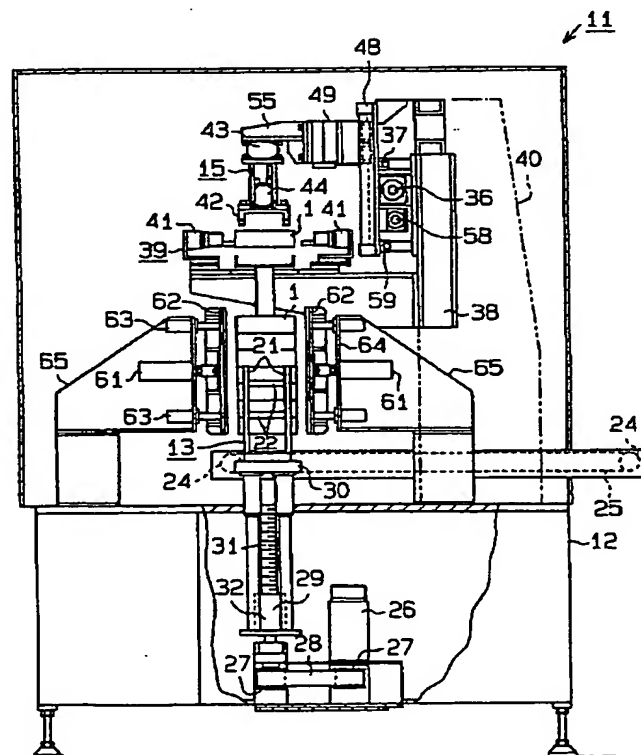
【図5】(a)は別例における押圧プレートを押圧面を示す斜視図、(b)はワーク位置決め手段の正面図、(c)はその要部拡大断面図。

【図6】ハニカムフィルタ小片の組み合わせかたのパリエーションを示す表。

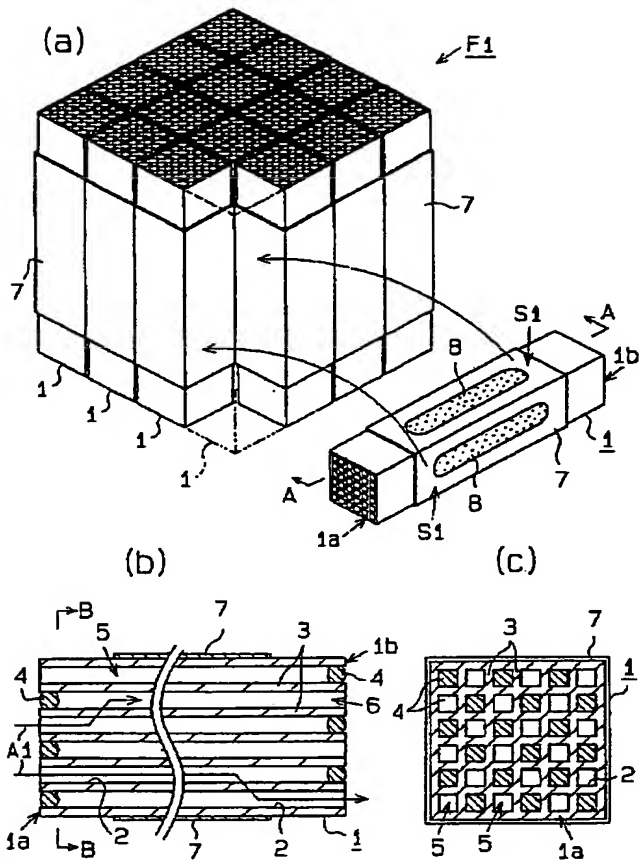
【符号の説明】

1…セラミックス構造体としてのハニカムフィルタ小片、8…セラミックス製接着剤、11…(セラミックス構造体の)接合装置、13…支持治具、15…振動付与手段、S1…被接着面、A2…被接着面を互いにずらす方向。

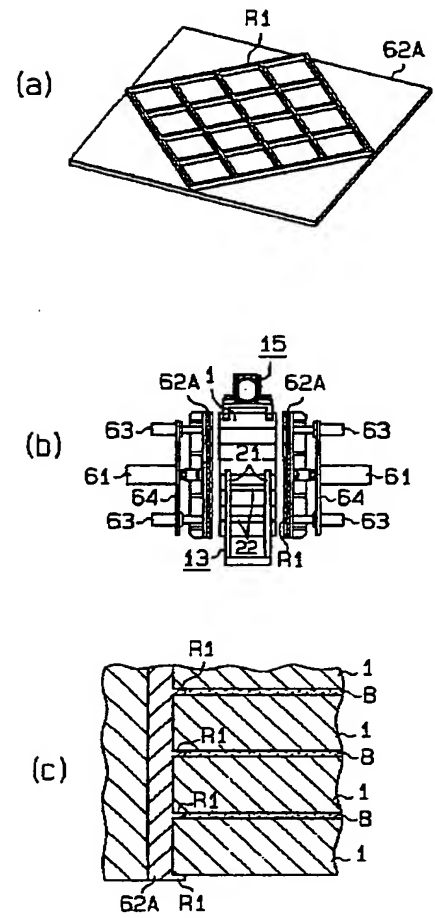
【図2】



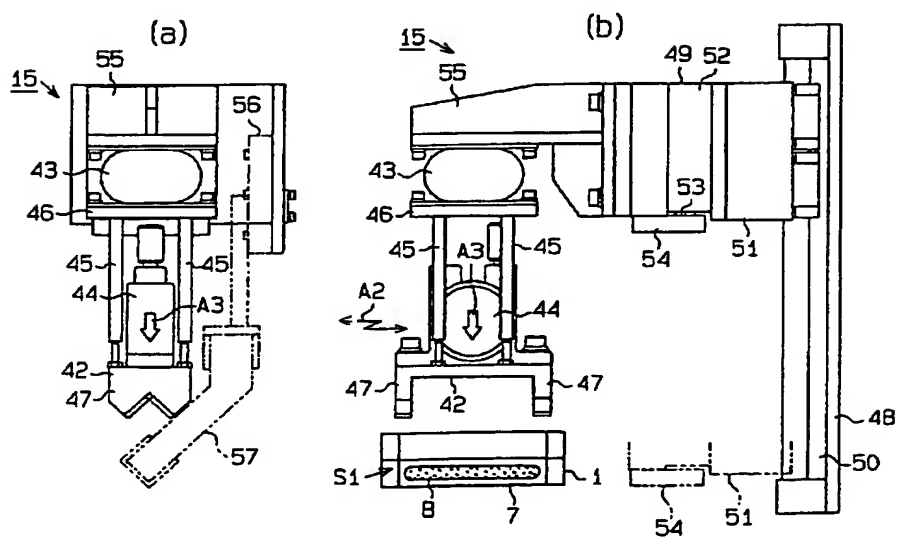
【図 1】



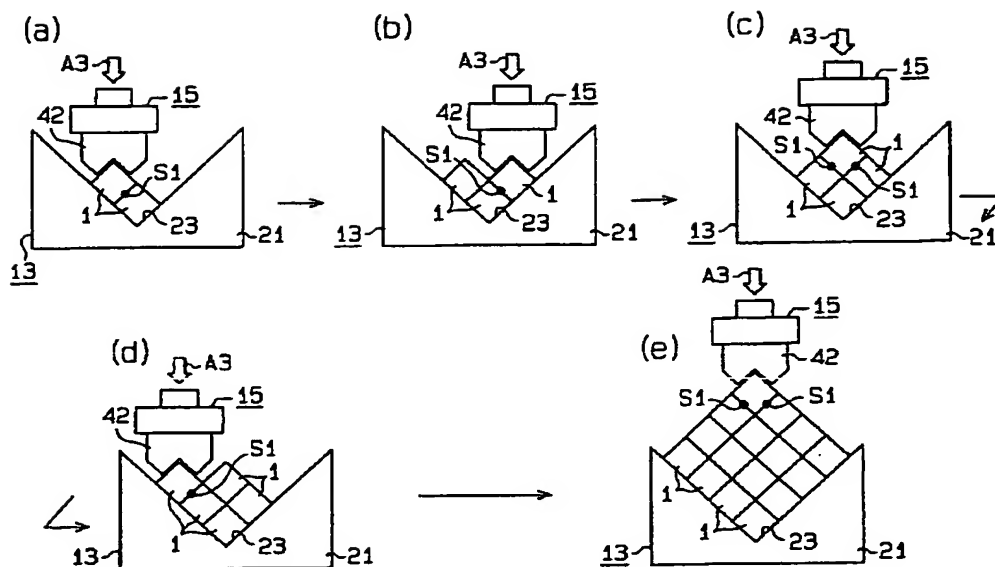
【図 5】



【図 3】



【図 4】



【図 6】

ブロック形状	必要本数	ブロック形状	必要本数
	14	φ130	15
	23	φ140	21
	13	φ190	32
	28	φ230	45
	41	φ255	60
	56	φ120	15
	58		

* NOTICES *

JPO and NCIPi are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1.This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.**** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

CLAIMS

[Claim(s)]

[Claim 1] Junction equipment of the ceramic structure characterized by having the support fixture which is equipment which joins the ceramic structure with the adhesives made from the ceramics, and supports two or more ceramic structures in the condition of having made said adhesives made from the ceramics intervening between pasted up fields, and an oscillating grant means to give vibration, applying thrust to said ceramic structure supported with the support fixture.

[Claim 2] Said oscillating grant means is junction equipment of the ceramic structure according to claim 1 characterized by being what can join 2 or more sets of pasted up fields to coincidence by applying thrust in the one direction.

[Claim 3] Said oscillating grant means is junction equipment of the ceramic structure according to claim 1 or 2 characterized by giving vibration in the direction which shifts said pasted up field mutually.

[Claim 4] The junction approach of the ceramic structure which was the approach of joining the ceramic structure with the adhesives made from the ceramics, and was characterized by giving vibration, applying thrust to said ceramic structure currently supported after making said adhesives made from the ceramics intervene between the pasted up fields of two or more ceramic structures.

[Translation done.]

*** NOTICES ***

JPO and NCIPI are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1.This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.**** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

DETAILED DESCRIPTION

[Detailed Description of the Invention]

[0001]

[Field of the Invention] This invention relates to the junction equipment and the junction approach of the ceramic structure.

[0002]

[Description of the Prior Art] On the exhaust air path of the diesel power plant carried in the automobile, the honeycomb filter made from a ceramic sintered compact is prepared as a means for purifying exhaust gas. Conventionally, this kind of honeycomb filter was produced using ceramic ingredients, such as cordierite, in many cases. However, in recent years, the honeycomb filter which used as the formation ingredient the silicon carbide which is extremely excellent at thermal resistance has also come to be proposed.

[0003] By the way, while a silicon carbide sintered compact is extremely excellent in thermal resistance, it has the fault of being weak, in the thermal shock. Therefore, when it considers as a large-sized product, it becomes easy to generate a crack with the stress resulting from the temperature gradient by heating.

[0004] As a cure which cancels this fault, two or more honeycomb filter wafers made from silicon carbide which carried out the prismatic form are produced beforehand, it is pasting up those peripheral faces mutually using adhesives, and it is thought that what is necessary is just to obtain a large-sized product. Moreover, it is thought that what is necessary is just to use the adhesives made from the ceramics which contain silicon carbide as well as a honeycomb filter wafer in this case.

[0005]

[Problem(s) to be Solved by the Invention] However, at present, the equipment of the dedication for doing the above-mentioned junction activity using the adhesives made from the ceramics is not yet materialized. For this reason, in the present condition, it needed to perform manually making close the pasted up fields of the honeycomb filter wafer to which adhesives were applied, pressing a wafer in this condition, and pasting up mutually. Therefore, it was obliged to the complicated activity and the problem that productivity also became low naturally was expected.

[0006] Moreover, it is also considered that a thixotropic high thing is used as the above-mentioned adhesives made from the ceramics. In this case, if thrust tends to be applied and it is going to paste up honeycomb filter wafers, adhesives will not fully spread round the pasted up field of a wafer, but nonuniformity will become easy to be made. Therefore, it is also expected that high reinforcement is not obtained by the amount of [of both] joint.

[0007] It is made in order that this invention may solve the above-mentioned technical problem, and the purpose is to offer the junction equipment and the junction approach of the ceramic structure that high bonding strength is securable for a part for a joint while it is excellent in workability and productivity.

[0008]

[Means for Solving the Problem] In order to solve the above-mentioned technical problem, in invention according to claim 1 The support fixture which is equipment which joins the ceramic structure with the adhesives made from the ceramics, and supports two or more ceramic structures in the condition of having made said adhesives made from the ceramics intervening between pasted up fields, Let the junction equipment of the ceramic structure characterized by having an oscillating

grant means to give vibration be the summary, applying thrust to said ceramic structure supported with the support fixture.

[0009] Invention according to claim 2 presupposed that said oscillating grant means is what can join 2 or more sets of pasted up fields to coincidence by applying thrust in the one direction in claim 1.

[0010] Invention according to claim 3 presupposed that said oscillating grant means gives vibration in the direction which shifts said pasted up field mutually in claims 1 or 2. Invention according to claim 4 is the approach of joining the ceramic structure with the adhesives made from the ceramics, and after making said adhesives made from the ceramics intervene between the pasted up fields of two or more ceramic structures, it makes the summary the junction approach of the ceramic structure characterized by giving vibration, applying thrust to said ceramic structure currently supported.

[0011] Hereafter, "an operation" of this invention is explained. According to invention according to claim 1, by giving vibration, applying thrust to the ceramic structure currently supported, the adhesives which intervened between pasted up fields are crushed and adhesives fully spread round the whole pasted up field. Even if it is the case where followed, for example, the high adhesives of CHIKUSO are used, high reinforcement is securable for a part for a joint. Moreover, according to the equipment of such dedication, since a manual complicated activity also becomes unnecessary, workability improves, and productivity also improves.

[0012] As a result of adopting the oscillating grant means which can join 2 or more sets of pasted up fields to coincidence by applying thrust in the one direction according to invention according to claim 2, the time amount which junction takes is shortened and productivity can be improved more.

[0013] When vibration is given in the direction of a field which shifts a pasted up field mutually with an oscillating grant means, i.e., the direction of a pasted up field, according to invention according to claim 3, adhesives can be promptly moved along the direction of a field. Therefore, compared with a case so that vibration may be perpendicularly given to the direction of a field of a pasted up field, adhesives can fully be certainly spread over the whole pasted up field in a short time.

[0014] According to invention according to claim 4, by giving vibration, applying thrust to the ceramic structure, the adhesives which intervened between pasted up fields are crushed and adhesives fully spread round the whole pasted up field. Even if it is the case where followed, for example, the high adhesives of CHIKUSO are used, high reinforcement is securable for a part for a joint.

[0015]

[Embodiment of the Invention] Hereafter, 1 operation gestalt which materialized the junction equipment and the junction approach of the ceramic structure of this invention to the manufacture approach of a large-sized honeycomb filter is explained to a detail based on drawing 1 - drawing 4.

[0016] Large-sized honeycomb filter F1 manufactured by the manufacture approach of this operation gestalt by drawing 1 (a) It is shown. This large-sized honeycomb filter F1 The role which removes a diesel particulate on the exhaust air path of a diesel power plant is played.

[0017] This large-sized honeycomb filter F1 It consists of two or more honeycomb filter wafers 1. 16 honeycomb filter wafers 1 which carried out the shape of the square pole with this operation gestalt - every direction -- pasting up mutually 4 ***** -- one large-sized honeycomb filter F1 It constitutes.

[0018] The dimension of each honeycomb filter wafer 1 is 33mmx33mmx150mm, and is a product made from a ceramic sintered compact (this operation gestalt porosity silicon carbide sintered compact). The shape of a cross-section abbreviation square and two or more through tubes 2 are regularly formed in each honeycomb filter wafer 1 along the direction of an axis. Each through tube 2 is mutually separated by the wall 3. The closure of the opening of each through tube 2 is carried out to the one end-face 1a and 1b side with the closure object 4 (this operation gestalt porosity silicon carbide sintered compact), and it has become checker-like as end-face 1a and the whole 1b. Consequently, the cels 5 and 6 of the shape of a cross-section square which carries out opening in either gas inflow side edge side 1a or the effluence-of-gas side edge side 1b are formed in the honeycomb filter wafer 1. In addition, at this operation gestalt, an average pore diameter is 10 micrometers. 0.3mm and a cel pitch are set [porosity] as 1.8mm for the thickness of a wall 3 45%, respectively.

[0019] When the honeycomb filter wafer 1 has been arranged for the exhaust air path, the flow of

exhaust gas is as follows. It sets to drawing 1 (b) and is an arrow head A1. Exhaust gas flows in the cel 5 which carries out opening in gas inflow side edge side 1a so that it may be shown.

Subsequently, exhaust gas passes a wall 3 and flows out of the adjoining cel 6 6, i.e., the cel which carries out opening in effluence-of-gas side edge side 1b. At this time, the trap of the particulate is carried out there by the particulate migration included in exhaust gas being prevented with a wall 3. Consequently, the purified exhaust gas is discharged from effluence-of-gas side edge section 1b.

[0020] In manufacture of the honeycomb filter wafer 1, it is necessary to form conventionally the honeycomb Plastic solid which has two or more through tubes 2 by the well-known extrusion method which used the slurry containing silicon carbide as the start ingredient first. Speaking concretely, with this operation gestalt, performing extrusion molding by being made from what added an organic binder and water the predetermined daily dose every, and kneaded them to silicon carbide powder. Moreover, the sealing agent (paste for the closures) which serves as the closure object 4 by baking is produced by kneading what mixed an organic binder, lubricant, a plasticizer, and water for example, to silicon carbide powder.

[0021] Next, it sets in the sealing agent restoration equipment of dedication of the acquired honeycomb Plastic solid, and an end-face closure process is performed using said paste for the closures in this condition. Furthermore, after performing desiccation and cleaning, a honeycomb Plastic solid and a sealing agent are made to sinter completely by performing this baking.

[0022] In advance of an adhesion process, the substrate layer 7 is beforehand applied to the predetermined field of the peripheral face of the honeycomb filter wafer 1 pass the baking process. As a formation ingredient of such a substrate layer 7, the paste containing silicon carbide etc. made from the ceramics is used. With this operation gestalt, what specifically consists of 5 % of the weight - 10 % of the weight of glycerols as 30 % of the weight - 50 % of the weight of silicon carbide powder, resin binder PV-5 (trade name: incorporated company mull van company make) 40 % of the weight -60 % of the weight, and an assistant is used. As resin binders other than PV-5, CMC (trade name: the Shinano electrical machinery company make), FC-51 (trade name: Nikken Chemicals Co., Ltd. make), etc. can also be chosen. Moreover, the viscosity of said paste in the condition in front of spreading is set as 3000cps - about 6000cps. In addition, as for spreading of this paste, it is desirable from a viewpoint of workability and productivity to be carried out using the equipment of dedication.

[0023] Subsequently the adhesives 8 made from the ceramics are applied to the peripheral face (namely, pasted up field S1) of the honeycomb filter wafer 1 which passed through the substrate layer formation process. The adhesives 8 used here are supplied in the state of a paste. Moreover, these adhesives 8 contain silicon carbide powder as well as the honeycomb filter wafer 1. Specifically, what consists of 30 % of the weight of silicon carbide powder, 23 % of the weight of silica sols, 23 % of the weight of ceramic fibers of bulk, 1 % of the weight of resin binders, and 23 % of the weight of water is used. In the condition in front of spreading, the viscosity of the adhesives 8 of the shape of said paste is set as 20000cps - about 50000cps.

[0024] Next, large-sized honeycomb filter F1 of this operation gestalt The outline of the junction equipment 11 used at the time of manufacture is explained based on drawing 2 - drawing 4 . As shown in drawing 2 , this junction equipment 11 is for joining honeycomb filter wafer 1 comrades with the adhesives 8 made from the ceramics, and is equipped with a pedestal 12, the support fixture 13, the oscillating grant means 15, an oscillating grant means driving means, the work-piece positioning means, the support fixture conveyance means, the support fixture rise-and-fall means, the work-piece conveyance means, etc. In addition, almost all the things of these means are arranged at the top-face side of the hold section 14 of a pedestal 12. On the other hand, the control means which is not illustrated is held in the hold section 14.

[0025] As shown in drawing 2 , drawing 4 , etc., the support fixture 13 of this operation gestalt makes the plate 21 of the lot which carried out the same configuration counter, and comes to connect them by two or more bars 22. The plate 21 of a lot has an parallel relation. The clearance of both the plates 21 is shorter formed a little rather than the die length of the honeycomb filter wafer 1. Therefore, when the honeycomb filter wafer 1 is laid in this support fixture 13, the both ends of the honeycomb filter wafer 1 project from the both sides of the support fixture 13.

[0026] The cut section 23 of the abbreviation for V characters is formed in the upper part of these

support fixtures 13. Here, it is incised and the include angle of the section 23 has become 90 degrees. The honeycomb filter wafer [two or more (here dozens of pieces)] 1 can lay in this cut section 23 sideways. In addition, the plate 21 and bar 22 which are the component of the support fixture 13 consist of metals, such as aluminum and iron, and have the suitable reinforcement which can bear vibration and thrust.

[0027] The support fixture 13 is arranged in the top-face side center section of the hold section 14. And this support fixture 13 is the pasted up field S1. The role which supports two or more honeycomb filter wafers 1 in the condition of having made the adhesives 8 made from the ceramics intervening in between is played.

[0028] As shown in drawing 2 , the support fixture conveyance means in this junction equipment 11 is constituted by the conveyor drive motor which is not illustrated, the pulley 24 of a pair, and the endless-like conveyor belt 25. The support fixture conveyance means of this operation gestalt plays the role which conveys the support fixture 13 horizontally.

[0029] The conveyor belt 25 is wound around the pulley 24 of a pair, and is arranged at a level with the location estranged a little from hold section 14 top face. The support fixture 13 is laid on this conveyor belt 25. One side of a pulley 24 is connected with the output shaft of a conveyor drive motor. Therefore, if this motor is driven, as a result of this pulley's 24 rotating, a conveyor belt 25 starts circumference movement. Consequently, in preparation for a junction activity, the empty support fixture 13 is conveyed to the predetermined location which has an activity location caudad. In addition, large-sized honeycomb filter F1 which finished the activity and was completed The carried support fixture 13 is sent to the space perpendicular direction of drawing 2 by another conveyance means which is not illustrated, and is taken out.

[0030] As shown in drawing 2 , the support fixture rise-and-fall means in this junction equipment 11 is constituted by the motor 26 for rise and fall, the pulley 27 of a pair, the belt 28, the 3rd feed screw device 29, and the fixture installation base 30. In addition, a part of the motor 26 for rise and fall, pulley 27 of a pair, belt 28, and 3rd feed screw device 29 are held in the hold section 14.

[0031] The pulley 27 is being fixed to the output shaft of the motor 26 for rise and fall. The pulley 27 is being fixed also to the **** member 31 which makes a part of 3rd feed screw device 29. The belt 28 is wound around these pulleys 27. Therefore, if the motor 26 for rise and fall is driven, rotation driving force will be transmitted through a pulley 27 and a belt 28, and the **** member 31 prolonged along a perpendicular direction will rotate.

[0032] The **** member 31 which makes a part of 3rd feed screw device 29 is screwed in to the delivery nut 32. The delivery nut 32 is connected with the fixture installation base 30 through two or more stanchions 33. The empty support fixture 13 conveyed to the predetermined location which has an activity location caudad is laid in the top face of this fixture installation base 30. Therefore, if it ****s by the drive of the motor 26 for rise and fall and a member 31 is rotated, the delivery nut 32 and the fixture installation base 30 will move up and down in one. That is, this support fixture rise-and-fall means has played the role which lifts the support fixture 13 laid on the fixture installation base 30 to an activity location. The reinforcement with suitable extent which can bear vibration and thrust for the member which constitutes the support fixture rise-and-fall means in this operation gestalt is secured.

[0033] the [which does not illustrate the work-piece conveyance means in this junction equipment 11 as shown in drawing 2] -- it is constituted by 1 level drive motor, the 1st feed screw device 36, the 1st linear guide 37, the bracket 38 for grasping equipments, and chuck equipment 39. In addition, the work-piece conveyance means of this operation gestalt plays the role which conveys the honeycomb filter wafer 1 to the support fixture 13 lifted to the activity location.

[0034] The 1st feed screw device 36 consists of a delivery nut which was arranged along the space perpendicular direction of drawing 2 and with which it ****s and a member and its screw-thread member are screwed in. Said screw-thread member is supported to revolve to the side face of the back bracket 40 set up by the top face of the hold section 14. Moreover, some 1st linear guides 37 are ****ed to the side face of this back bracket 40, and it is fixed to a member and parallel. [0035] The 1st horizontal drive motor is connected to the end of a **** member, and the bracket 38 for grasping equipments is connected with the delivery nut. Therefore, if the 1st feed screw device 36 is driven, as a result of a **** member's rotating, while a delivery nut and the bracket 38 for grasping

equipments are guided to the 1st linear guide 37, it reciprocates by meeting horizontally.

[0036] Some brackets 38 for grasping equipments are formed so that it may ***** horizontally toward the left lateral of drawing 2. The air cylinder of the rod loess which constitutes chuck equipment 39 carries out pair alienation, and is prepared in the top face of this horizontal overhang section. The migration direction of the slide table of both air cylinders has reverse sense mutually. If air is supplied to both air cylinders, both slide tables will keep away ** to which comrades approach and both slide tables stop supply of air.

[0037] The grasping object 41 which presses the end face of the honeycomb filter wafer 1 is really being fixed to the top face of each slide table movable. the alienation which is equal to the overall length of the honeycomb filter wafer 1 between the grasping objects 41 of a pair -- width of face is prepared. Chuck equipment 39 equipped with the grasping object 41 of a pair is opened and closed by the air feeding and discarding to an air cylinder. Therefore, if the honeycomb filter wafer 1 is arranged between both the grasping objects 41, grasping and release of the honeycomb filter wafer 1 can be performed.

[0038] As shown in drawing 2 and drawing 3, this junction equipment 11 is equipped with an oscillating grant means 15 to give vibration, applying thrust to the honeycomb filter wafer 1 supported with the support fixture 13.

[0039] The oscillating grant means 15 of this operation gestalt is constituted by the press fixture 42, the rubber vibration insulator 43 as vibrationproofing structure, the vibrator 44 as a vibrator, the fixing rod 45, and the up tie-down plate 46.

[0040] The rubber vibration insulator 43 used here has structure which connected the plate-like parts of a pair in the spherical section. One plate-like part is fixed to the configuration member by the side of an oscillating grant means driving means (specifically bracket 55), and the plate-like part of another side is being fixed to the top face of the up tie-down plate 46. Therefore, the oscillating grant means 15 is supported by this rubber vibration insulator 43 after having been hung by the oscillating grant means driving means.

[0041] The press fixture 42 is being horizontally fixed to the inferior-surface-of-tongue side of the up tie-down plate 46 with two or more fixing rods 45. This press fixture 42 equips with the contact segment 47 two places which the bottom side estranged. The lower part of those contact segments 47 is deeply cut in the shape of abbreviation for V characters at the include angle of 90 degrees.

[0042] The vibrator 44 as a vibrator for vibrating the press fixture 42 is being fixed to the top face of the press fixture 42 with the bolt. The vibrator 44 used here is the vibrator 44 using air **. In the body of vibrator with which the solid sphere is held, pressurization air is supplied through an air-supply port from the air source of supply which is not illustrated. Then, a solid sphere moves about the interior of the body of vibrator with the pressure of air, and a vibration suitable as a result is produced. With this operation gestalt, what is comparatively small as vibrator 44 of air ***** made from EKUSEN, Inc., for example, a product, and UH-13 (part number) are used. In this case, air ** is 2.0 kgf/cm² - 4.0 kgf/cm². It is set as extent (they are 2.5 kgf/cm² preferably before or after). In addition, it sets in this operation gestalt and vibrator 44 is the pasted up field S1. It is arranged so that vibration may be given in the direction (it sets to drawing 2 and is an arrow head A2 reference) mutually shifted along the direction of a field. If another way of saying is adopted, vibration will be given along with the longitudinal direction of the honeycomb filter wafer 1.

[0043] the [which does not illustrate the oscillating grant means driving means of this junction equipment 11 as shown in drawing 2 and drawing 3] -- it is constituted by the air cylinder 48 of the rod loess which is 2 level drive motor, the 2nd feed screw device 58, the 2nd linear guide 59, and an actuator for rise and fall, and the air cylinder 49 with a rod which is an actuator for press. This oscillating grant means driving means has played the role to which the oscillating grant means 15 is moved to the predetermined location in the support fixture 13.

[0044] The 2nd feed screw device 58 consists of a delivery nut which was arranged along the space perpendicular direction of drawing 2 and with which it ***** and a member and its screw-thread member are screwed in. Said screw-thread member is supported to revolve to the side face of the back bracket 40 set up by the top face of the hold section 14. Moreover, some 2nd linear guides 59 are ***** to the side face of this back bracket 40, and it is fixed to a member and parallel.

[0045] The 2nd horizontal drive motor is connected to the end of a ***** member. The cylinder tube

50 which is the fixed side of the air cylinder 48 of rod loess is connected with the delivery nut. Therefore, if the 2nd feed screw device 58 is driven, as a result of a **** member's rotating, while a delivery nut and a cylinder tube 50 are guided to the 2nd linear guide 59, it reciprocates by meeting horizontally.

[0046] As shown in drawing 3, said cylinder tube 50 is formed so that it may extend along a perpendicular direction. For this reason, the slide table 51 which is that migration side reciprocates in the vertical direction by predetermined within the limits by carrying out the feeding and discarding of the air to the air cylinder 48 of rod loess. The cylinder tube 52 which is the fixed side of the air cylinder 49 with a rod is being fixed to the side face of this slide table 51. From this cylinder tube 52, the piston rod 53 is projected possible [frequent appearance]. The bracket 55 for oscillating grant means is really attached in the connection plate 54 prepared at the tip of a piston rod 53 movable. And the above-mentioned oscillating grant means 15 is supported by the inferior surface of tongue of the level extension section which this bracket 55 has.

[0047] In the case of this operation gestalt, the air cylinder 48 of the rod loess which is an actuator for rise and fall, and the air cylinder 49 with a rod which is an actuator for press are formed separately. And based on the difference in the function, the way of the former air cylinder 48 is a long stroke from the latter air cylinder 49. And the former air cylinder 48 bears the role which makes it mainly go up and down the oscillating grant means 15 whole greatly. On the other hand, the latter air cylinder 49 bears the role which gives the force which pushes the press fixture 42 of the oscillating grant means 15 in a downward condition against the honeycomb filter wafer 1. To two sorts of these air cylinders 48 and 49, pressurization air is supplied through piping which is not illustrated from the air source of supply which is not illustrated.

[0048] In addition, as a two-dot chain line shows drawing 3 (a), an attaching part may be installed in the side of a bracket 55, and an arm 57 may be formed there possible [vertical movement] through an air cylinder 56. If such an arm 57 is formed, the press fixture 42 can be made to secede from the honeycomb filter wafer 1 easily after oscillating grant.

[0049] As shown in drawing 2, the work-piece positioning means in this junction equipment 11 is constituted by the air cylinder 61 with the rod as a press object driving means, the guide cylinder 63 of two or more [62 or] press plates as a work-piece end-face press object, the connection plate 64, and the bracket 65 for support means. One pair of such a work-piece positioning means is formed in right and left on both sides of the support fixture 13 with this operation gestalt.

[0050] On the top face of the hold section 14, the bracket 65 of a pair is estranged mutually and set up. The connection plate 64 is attached in the point of these brackets 65. As an air cylinder 61 counters the core of these connection plates 64, respectively, it is being fixed to it. In each connection plate 64, the guide cylinder 63 is arranged at this air cylinder 61 and juxtaposition at both the sides of an air cylinder 61. The press plate 62 is being fixed at the tip of the rod which projects from the tip and the guide cylinder 63 of a piston rod which project from an air cylinder 61. The press plate 62 of a pair is arranged in the condition of having made the mutual press side countering.

[0051] It is good for the press side of the press plate 62 which contacts to the end face of the honeycomb filter wafer 1 to adopt a comparatively elastic ingredient like rubber. The press plate 62 is the shape of a rectangle, and the large-sized honeycomb filter F1 which is flat and is going to obtain the area here. It is somewhat larger than the cross section.

[0052] If pressurization air is supplied from the air source of supply which is not illustrated to both the air cylinders 61, as a result of both the cylinders' 61 of both developing, press plate 62 comrades currently fixed at the tip of a piston rod approach. Therefore, two or more honeycomb filter wafers 1 which exist among them are pressed from [both] an end face, and the positioning is achieved through between the junction activities by oscillating grant. Moreover, if supply is suspended, as a result of both the cylinders' 61 of both contracting the pressurization air from an air source of supply, press plate 62 comrades keep away. Consequently, two or more honeycomb filter wafers 1 currently grasped between the press plates 62 are released.

[0053] Next, a series of actuation by the junction equipment 11 constituted as mentioned above is explained. A drive of the conveyor belt 25 which constitutes a support fixture conveyance means conveys the support fixture 13 of the empty in which the honeycomb filter wafer 1 is not yet laid from [of drawing 2] right-hand side. If this support fixture 13 arrives at the predetermined location

which has an activity location caudad, a conveyor belt 25 will once stop. Then, the fixture installation base 30 upper-** by the drive of the motor 26 which constitutes a support fixture rise-and-fall means, and the support fixture 13 is lifted even in the height of an activity location. Consequently, the support fixture 13 will be in the condition of having been located between the press plates 62 of a pair. At this time, both the air cylinders 61 of both are in a contraction condition, and both the press plate 62 is in a shunting location. Of course, the oscillating grant means 15 has also still shunted up.

[0054] Subsequently, by the drive of the 1st horizontal drive motor which constitutes a work-piece conveyance means, chuck equipment 39 moves to the space back side direction of drawing 2, and one honeycomb filter wafer 1 in which the substrate layer 7 is formed there is grasped. In addition, the honeycomb filter wafer 1 is laid on the conveyor for filter conveyance which is not illustrated. Then, while chuck equipment 39 moves in the direction of a space near side of drawing 2 by the drive of the 1st horizontal drive motor, the honeycomb filter wafer 1 is released at the bottom of the cut section 23 of the support fixture 13. Furthermore, chuck equipment 39 moves to the space back side direction of drawing 2 again, and grasps shortly one honeycomb filter wafer 1 by which adhesives 8 are applied on the substrate layer 7. Then, while chuck equipment 39 moves in the direction of a space near side of drawing 2, the honeycomb filter wafer 1 is released in the cut section 23 of the support fixture 13 (refer to drawing 4 (a)). At this time, to the pasted up field S1 (on the other hand side face [Inside which has the 2nd page]) of the honeycomb filter wafer 1 already laid, as the pasted up field S1 (that is, adhesives spreading side) of the honeycomb filter wafer 1 conveyed later is close, it is arranged. In addition, both the honeycomb filter wafer 1 is supported where each is rotated in the 45 degrees of the directions of an axis on the basis of a horizontal direction. Namely, both pasted up field S1 45 degrees leans [both] on the basis of the horizontal direction.

[0055] Next, by making both the air cylinders 61 drive, the press plate 62 of a pair is moved from a shunting location to an operating location, and two honeycomb filter wafers 1 are positioned beforehand.

[0056] Then, the 2nd horizontal drive motor which constitutes an oscillating grant means driving means drives, and the oscillating grant means 15 moves along the space perpendicular direction (drawing 4 longitudinal direction) of drawing 2. consequently, the honeycomb filter wafer 1 to which the oscillating grant means 15 should be joined -- it arrives at a location right above exactly. In addition, the drive of the 2nd horizontal drive motor may be made before the drive of the press plate 62.

[0057] Furthermore, by the drive of the air cylinder 48 which is an actuator for rise and fall, the oscillating grant means 15 whole is made to lower-**, and the press fixture 42 is contacted to the honeycomb filter wafer 1. The air cylinder 49 which is an actuator for press is made to drive with it, and fixed thrust (2 kgf/cm² - 5 kgf/cm² extent) is given. At this operation gestalt, the thrust at this time is 3.4 kgf/cm². It is set up. It sets to drawing 3 and drawing 4, and the direction of thrust is arrow-head A3. It is the direction of a vertical so that it may be shown. The time amount which applies thrust is set as 4 seconds - about 6 seconds.

[0058] Subsequently, pressurization air is supplied to vibrator 44 and it is the field S1 pasted up between predetermined time. Direction A2 shifted mutually Vibration is given. Then, pasted up field S1 Adhesives 8 are the pasted up fields S1 by vibration given while the adhesives 8 which intervened in between are crushed by thrust. It fully spreads round the whole. Consequently, both honeycomb filter wafer 1 comrades are joined by high reinforcement.

[0059] Then, while stopping vibrator 44 and ending oscillating grant, the press plate 62 of a pair is moved from an operating location to a shunting location, and the honeycomb filter wafer 1 is once released. Furthermore, the oscillating grant means 15 whole is made to upper-** by the drive of an air cylinder 48, and the press fixture 42 is made to estrange from the honeycomb filter wafer 1. In addition, the oscillating grant means 15 whole may be made to upper-** before shunting of the press plate 62.

[0060] after the 1st junction activity is completed -- succeedingly -- the -- chuck equipment 39 moves by the drive of 1 level drive motor, and one honeycomb filter wafer 1 which applied adhesives 8 on the substrate layer 7 is grasped. Then, this chuck equipment 39 moves to an opposite

direction, and that honeycomb filter wafer 1 is released in the cut section 23 of the support fixture 13 (refer to drawing 4 (b)). Pasted up field S1 of the conveyed honeycomb filter wafer 1 To the pasted up field S1 (other side side of the inside which has the 2nd page) of the honeycomb filter wafer 1 laid first, as close, it is arranged.

[0061] Next, by making both the air cylinders 61 drive, the press plate 62 of a pair is moved from a shunting location to an operating location, and three honeycomb filter wafers 1 are positioned beforehand. the [and] -- the honeycomb filter wafer 1 which moves the oscillating grant means 15 rightward [of drawing 4] slightly by the drive of 2 level drive motor, and should have the oscillating grant means 15 joined -- it is made to arrive at a location right above exactly

[0062] And a series of actuation (wafer release by lower ** of the oscillating grant means 15 whole, oscillating grant in the press condition, and shunting of the press plate 62, upper ** of the oscillating grant means 15 whole) mentioned above is performed, and the 2nd junction activity is terminated.

[0063] By the above-mentioned point, they are the 4th junction activity (refer to drawing 4 (c)) and the 5th junction activity (refer to drawing 4 (d))... Finally it is the large-sized honeycomb filter F1 by doing the 16th junction activity (referring to drawing 4 (e)) one by one. It is made to complete.

[0064] Then, the fixture installation base 30 lower-** by the drive of the motor 26 which constitutes a support fixture rise-and-fall means, and the support fixture 13 which was in the activity location is returned to the original height. Subsequently, completed large-sized honeycomb filter F1 The carried support fixture 13 is taken out by another conveyance means which is not illustrated. Then, the stopped conveyor belt 25 drives again and the empty support fixture 13 is conveyed.

[0065] Large-sized honeycomb filter F1 of drawing 1 (a) which comes to attach 16 honeycomb filter wafers 1 to 4 train x4 train It is manufactured continuously as mentioned above. Therefore, according to this operation gestalt, the following effectiveness can be acquired.

[0066] (1) With this operation gestalt, honeycomb filter wafer 1 comrades are joined using the junction equipment 11 of the dedication equipped with the support fixture 13 and the oscillating grant means 15 as mentioned above. Moreover, according to this junction equipment 11, a suitable vibration can be given, applying suitable thrust to the honeycomb filter wafer 1 currently supported by the support fixture 13. Therefore, pasted up field S1 The adhesives 8 made from the ceramics which intervened in between are crushed, and it is the pasted up field S1 about the adhesives 8. It can spread that there is enough no nonuniformity in the whole. Therefore, in spite of being the high adhesives 8 made from the ceramics of CHIKUSO, high reinforcement is securable for a part for a joint.

[0067] (2) Moreover, according to the junction equipment 11 of such dedication, since a manual complicated activity also becomes unnecessary, workability improves, and productivity also improves.

(3) With the junction equipment 11 of this operation gestalt, it is arrow-head A3. They are 2 sets of pasted up fields S1 by applying thrust in a direction, i.e., the one direction. The oscillating grant means 15 which can be joined to coincidence is adopted (refer to drawing 4 (c) and (e)). And this led to compaction of the time amount which junction takes, and has led to much more improvement in productivity. Incidentally, it is the large-sized honeycomb filter F1 of drawing 1 (a) by handicraft. The time amount taken to obtain was dozens of minutes about. According to the junction equipment 11 of this operation gestalt, the duration of a junction activity turned into very short time amount of about 1 minute to it.

[0068] (4) With the junction equipment 11 of this operation gestalt, it is the pasted up field S1. An oscillating grant means 15 to give vibration in the direction mutually shifted along the direction of a field is used. For this reason, in spite of applying thrust in the predetermined direction, the adhesives 8 made from the ceramics are the pasted up fields S1. It can move promptly along the direction of a field. It is guessed that this is what is depended on the direction of thrust and the direction of vibration being in orthogonality relation.

[0069] Therefore, it is the pasted up field S1 temporarily. Compared with a case so that vibration may be perpendicularly given to the direction of a field, it is the pasted up field S1 about adhesives 8 at a short time certainly. It can fully spread over the whole. Therefore, this also contributes to improvement in productivity.

[0070] (5) Use the vibrator 44 using air ** as a vibrator with the oscillating grant means 15 of this

junction equipment 11. Therefore, a vibration required at the time of a junction activity can be easily obtained by supply of pressurization air.

[0071] (6) The oscillating grant means 15 of this junction equipment 11 is indirectly supported through the rubber vibration insulator 43 which is vibrationproofing structure by the bracket 55 by the side of an oscillating grant means driving means. Therefore, compared with the case where the oscillating grant means 15 is made to support directly temporarily, the effect of vibration which vibrator 44 generates stops easily being able to affect even an oscillating grant means driving means side. Therefore, the air cylinders 48 and 49 which constitute the oscillating grant means driving means become unable to be hard with backlash, and the dependability and endurance of junction equipment 11 can be raised.

[0072] (7) The oscillating grant means driving means in this junction equipment 11 is a thing with two sorts of air cylinders 48 and 49 separately as the object for rise and fall, and an actuator for press. Therefore, unlike the case where both the air cylinders 48 and 49 are considered as combination, the thrust near the set point can be certainly applied to the honeycomb filter wafer 1.

[0073] (8) The cut section 23 of the abbreviation for V characters by which two or more honeycomb filter wafers 1 are supported is formed in the upper part of the support fixture 13 used with this operation gestalt. Therefore, it is in the condition of having rotated 45 degrees of honeycomb filter wafers 1 in the direction of an axis, and can support in the condition of being comparatively hard to carry out a location gap horizontally. They are 2 sets of pasted up fields S1 only at applying thrust only from one direction, if the oscillating grant means 15 is driven in this condition. It can attach and thrust can be made to act on coincidence (refer to drawing 4 (c) and (e)). This is because the vector of the thrust which met in the direction of a vertical is distributed by the 2-way which makes it and the include angle of 45 degrees. So, the actuator for obtaining thrust can be made comparatively simple, as a result structure simplification of junction equipment 11 can be attained.

[0074] (9) With the junction equipment 11 of this operation gestalt, since the configuration which vibrates the support fixture 13 side is not necessarily adopted, structures, such as a support fixture rise-and-fall means, are comparatively easy, and become good. Therefore, whole enlargement and whole complication are beforehand avoidable.

[0075] (10) With this operation gestalt, apply adhesives 8 in the formation field of that substrate layer 7, and suppose that a junction activity is done in this condition, after forming the substrate layer 7 in the peripheral face of the honeycomb filter wafer 1 beforehand. the adhesives 8 applied when such a substrate layer 7 was formed -- comparatively -- a short time -- enough -- and it can spread without nonuniformity. It is guessed that this is what a stain lump of the adhesives 8 to the peripheral face of the honeycomb filter wafer 1 with a detailed hole depends on being prevented by mediation of the substrate layer 7. Therefore, high reinforcement is secured at least to a joint and it is the quality large-sized honeycomb filter F1. It can manufacture certainly.

[0076] In addition, the operation gestalt of this invention may be changed as follows.

- Like press plate 62A of example of another shown in drawing 5 (a) - drawing 5 (c), it is the rib R1 as structure for spacers to a press side. You may prepare. This rib R1 It is formed in the shape of a grid, and each mass part supports the cross-section configuration of the honeycomb filter wafer 1. Rib R1 Thickness is about 1.0mm and it is good to choose elasticity ingredients, such as rubber, as the formation ingredient. When such the structure exists, the honeycomb filter wafer 1 is joined by right relative-position relation, and there is an advantage that the flash of the adhesives 8 from an interface etc. decreases. Therefore, it is more quality and a good-looking product can be obtained.

[0077] - Large-sized honeycomb filter F1 which consists of 4 train x4 train with said operation gestalt combining 16 square pole-like honeycomb filters like drawing 1 (a) The approach of manufacturing was mentioned as the example and shown. of course, it is not limited to such a combination and other combination boiled and shown in the table of drawing 6 may be adopted. The circle currently drawn on the thing on a par with the right column of this table means the line by which an appearance cut should be carried out after a junction activity. Moreover, the honeycomb filter wafer 1 by which each thing on a par with the left column of this table is arranged at a corner part has become triangle pole-like. That is, two or more sorts of honeycomb filter wafers 1 from which a cross-section configuration differs are used like these things, and it is one large-sized honeycomb filter F1. Manufacturing is also permitted. And if the configuration of the cut section 23

or the press fixture 42 is changed a little, anything can be set as the object of the junction approach by the junction equipment 11 of this invention.

[0078] - A vibrator may not be limited to the vibrator 44 of an air ***** type like an operation gestalt, for example, may be vibrator, such as an electromagnet type and an eccentric motor type, etc.

- The ceramic structure may not be limited to a baking object like the honeycomb filter wafer 1 used in the operation gestalt, for example, you may be the things before baking (a temporary-quenching object, cleaning object, etc.). Moreover, the ceramic structure may not be limited to a filter and may be other. Furthermore, the ceramic structure may not be limited to a porous body, but a precise object is sufficient as it.

[0079] - It may replace with said operation gestalt which made air cylinders 48 and 49 separately independent, and the air cylinder made these functions use also [air cylinder] may be used. Of course, the function of both the air cylinders 48 and 49 may be made to make it serve a double purpose using actuators other than an air cylinder.

[0080] - A different thing from said operation gestalt as a support fixture conveyance means or a support fixture rise-and-fall means may be used, and it may be omitted as long as these means are still more unnecessary. For example, the configuration which made the support fixture 13 the equipment on the top face of the hold section 14 may be adopted.

[0081] - It is not limited to the junction approach of said operation gestalt of applying the paste-like adhesives 8 (that is, fluid adhesives), for example, shape may be taken as the junction approach using a sheet-like thing (that is, adhesives of a non-fluidity).

[0082] - Ingredients other than rubber may be used for vibrationproofing structure. Moreover, as long as need is small, the oscillating grant means 15 may be made to support without minding vibrationproofing structure.

- It is not limited to the approach of said operation gestalt which joins while increasing one honeycomb filter wafer 1 at a time. For example, it is also possible to join collectively, after joining or combining all the honeycomb filter wafers 1 beforehand, increasing more than one every. However, although back 2 persons are excellent, considering workability, the operation gestalt is more advantageous, considering junction location precision.

[0083] - For example, it is desirable to do a junction activity, as the oscillating grant means 15 gives a strong vibration in an adhesion initial stage and a vibration weaker than it is given in an adhesion later stage. If it does in this way, compared with the case where an always strong vibration continues being given, a location gap will be avoided more certainly. Therefore, it is a short time and honeycomb filter wafer 1 comrades can be joined correctly.

[0084] Next, the technical thought grasped according to the operation gestalt mentioned above is enumerated below with the effectiveness besides the technical thought indicated by the claim.

(1) The support fixture which is equipment which joins the ceramic structure with the adhesives made from the ceramics, and supports two or more ceramic structures in the condition of having made said adhesives made from the ceramics intervening between pasted up fields, Applying thrust to said ceramic structure supported with the support fixture An oscillating grant means to give vibration in the direction which shifts said pasted up field mutually, The oscillating grant means driving means to which the oscillating grant means is moved to the predetermined location in said support fixture, A work-piece positioning means to aim at the positioning by pressing said two or more ceramic structures supported by said support means from an end face, A support fixture conveyance means to convey said support fixture horizontally to a predetermined location, Junction equipment of the ceramic structure characterized by having a support fixture rise-and-fall means to lift said support fixture conveyed to said predetermined location to an activity location, and a work-piece conveyance means to convey said ceramic structure to said lifted support fixture.

[0085] (2) In the technical thought 1, said work-piece positioning means should be constituted including the work-piece end-face press object and the press object driving means for driving the work-piece end-face press object. Therefore, according to invention given in this technical thought 2, the ceramic structure which is a work piece is pressed from [that] an end face with the work-piece end-face press object driven with a work-piece end-face press object. For this reason, two or more ceramic structures supported by the support means are positioned through the time of a junction

activity.

[0086] (3) In the technical thought 2, on both sides of said support fixture, one pair of said work-piece positioning means should be prepared, and said work-piece end-face press object should be arranged in the condition of having made the mutual press side countering. Therefore, according to invention given in this technical thought 3, two or more ceramic structures are certainly positioned between the press sides which counter.

[0087] (4) The concavo-convex structure for spacers should be formed in the press side of said work-piece end-face press object in the technical thought 2 and 3. Therefore, according to invention given in this technical thought 4, the ceramic structure is joined by existence of the concavo-convex structure for spacers by right physical relationship, and the flash of the adhesives from an interface etc. decreases.

[0088] (5) In claim 1 thru/or 3, the technical thought 1, or any one of the 4, said oscillating grant means should have the press fixture which contacts to said ceramic structure, and the vibrator which vibrates the press fixture.

[0089] (6) In the technical thought 5, be supported through the vibrationproofing structure at said oscillating grant means driving means side while said oscillating grant means has the vibrationproofing structure which supports said vibrator further. Therefore, according to invention given in this technical thought 6, the effect of vibration which a vibrator generates stops easily being able to affect even an oscillating grant means driving means side.

[0090] (7) In the technical thought 1 thru/or any one of the 6, said oscillating grant means driving means should have separately an object for rise and fall, and an actuator for press. Therefore, according to invention given in this technical thought 7, compared with the case where this actuator is made to serve a double purpose, the thrust near the set point can be applied certainly.

[0091] (8) In the technical thought 5 thru/or any one of the 7, said vibrator should be the vibrator using air **. Therefore, according to invention given in this technical thought 8, a vibration required at the time of junction can be obtained by supply of pressurization air.

[0092] (9) In claim 1 thru/or 3, the technical thought 1, or any one of the 8, the cut section of the abbreviation for V characters by which said two or more ceramic structures are supported should be formed in the upper part of said support fixture. Therefore, according to invention given in this technical thought 9, if the thrust of an oscillating grant means is applied only from one direction at the time of junction, it is sufficient, and it leads also to structure simplification of equipment.

[0093] (10) In claim 1 thru/or 4, the technical thought 1, or any one of the 9, give a strong vibration in an adhesion initial stage (said oscillating grant means), and give a vibration weaker than it in an adhesion later stage. Therefore, according to invention given in this technical thought 10, the ceramic structure is joinable in a short time, avoiding a location gap certainly.

[0094] (11) In claim 1 thru/or 4, the technical thought 1, or any one of the 10, said adhesives made from the ceramics should have high thixotropy.

(12) In claim 1 thru/or 4, the technical thought 1, or any one of the 11, said adhesives made from the ceramics should be beforehand applied to said pasted up field in the state of a paste.

[0095] (13) In claim 1 thru/or 3, the technical thought 1, or any one of the 12, said ceramic structure should be a honeycomb filter wafer made from porous ceramics (for example, product made from porosity silicon carbide).

[0096] (14) The large-sized honeycomb filter characterized by joining and attaching two or more honeycomb filter wafers using the junction equipment which applied adhesives in the formation field of that substrate layer, and was indicated by claim 1 thru/or 3, the technical thought 1, or 13 in this condition after forming a substrate layer in the peripheral face of a honeycomb filter wafer beforehand (and that manufacture approach). therefore, the thing for which a substrate layer is formed according to invention given in this technical thought 14 -- adhesives -- comparatively -- a short time -- enough -- and it can spread without nonuniformity, and when it has and honeycomb filter wafers are joined, high reinforcement can be obtained to a part for that joint. So, the honeycomb filter of large-sized and high quality can be manufactured certainly.

[0097]

[Effect of the Invention] As explained in full detail above, while excelling in workability and productivity according to invention according to claim 1 to 3, the junction equipment of the ceramic

structure which can secure high bonding strength to a part for a joint can be offered.

[0098] According to invention according to claim 2, productivity improves more. Since adhesives can fully be certainly spread over the whole pasted up field in a short time according to invention according to claim 3, productivity improves further.

[0099] According to invention according to claim 4, while excelling in workability and productivity, the junction approach of the ceramic structure which can secure high bonding strength to a part for a joint can be offered.

[Translation done.]

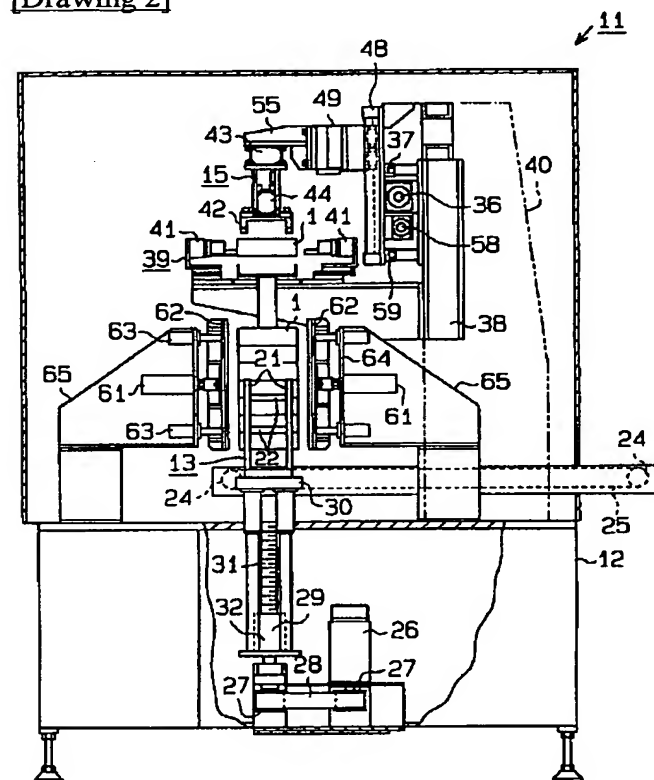
* NOTICES *

JPO and NCIPi are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

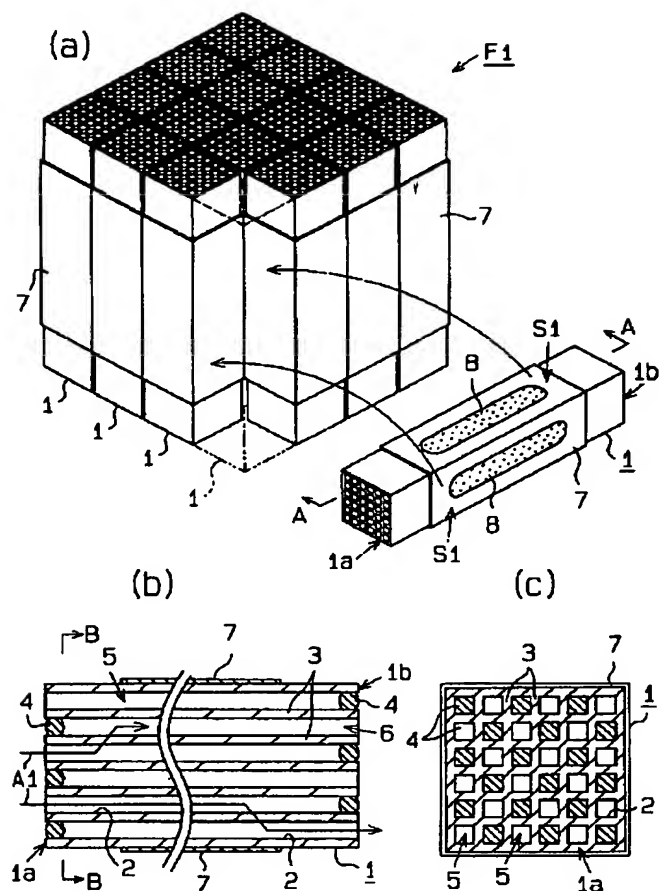
1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
2. **** shows the word which can not be translated.
3. In the drawings, any words are not translated.

DRAWINGS

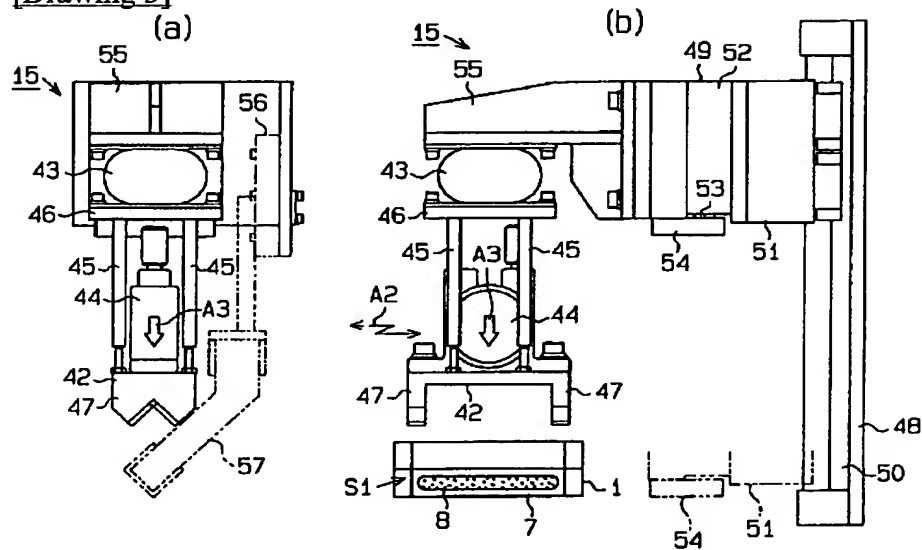
[Drawing 2]



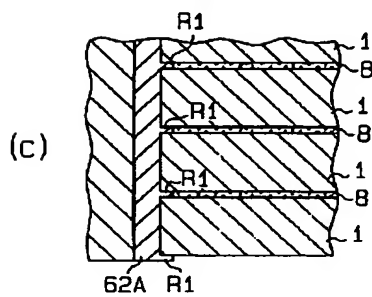
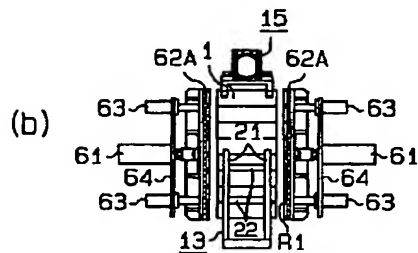
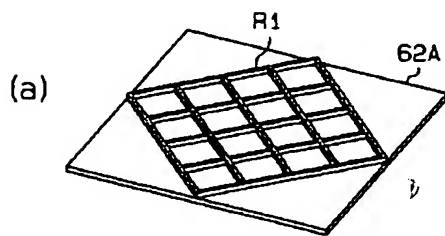
[Drawing 1]



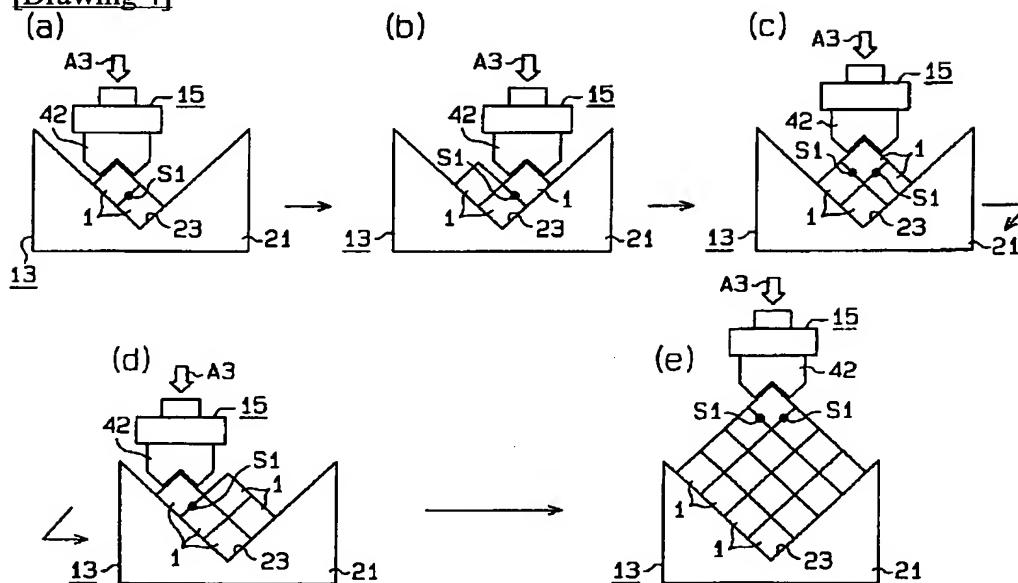
[Drawing 3]



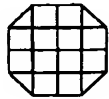

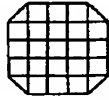

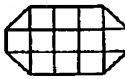
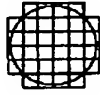
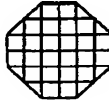
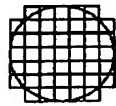
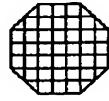
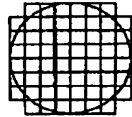
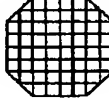

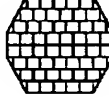
[Drawing 5]



[Drawing 4]



[Drawing 6]

ブロック形状	必要本数	ブロック形状	必要本数
	14	φ130 	16
	23	φ140 	21
	13	φ190 	32
	28	φ230 	45
	41	φ266 	60
	56	φ120 	16
	58		



[Translation done.]